

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2020-512156

(P2020-512156A)

(43) 公表日 令和2年4月23日 (2020.4.23)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 1 B 18/12 (2006.01) A 6 1 B 18/12 4 C 1 6 0

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 43 頁)

(21) 出願番号	特願2019-554411 (P2019-554411)	(71) 出願人	517393570
(86) (22) 出願日	平成30年3月29日 (2018.3.29)		ナショナル ユニバーシティ オブ アイ
(85) 翻訳文提出日	令和1年12月2日 (2019.12.2)		ルランド ゴールウェイ
(86) 国際出願番号	PCT/EP2018/058252		アイルランド ゴールウェイ ユニバーシ
(87) 国際公開番号	W02018/178317		ティ ロード
(87) 国際公開日	平成30年10月4日 (2018.10.4)	(74) 代理人	110002468
(31) 優先権主張番号	17164403.2		特許業務法人後藤特許事務所
(32) 優先日	平成29年3月31日 (2017.3.31)	(72) 発明者	イトン・イバンス ジミー
(33) 優先権主張国・地域又は機関	欧州特許庁 (EP)		アイルランド国, ゴールウェイ ユニバー
			シティ ロード ナショナル ユニバーシ
			ティ オブ アイルランド, ゴールウェイ
			イ内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 アブレーションプローブ

(57) 【要約】

腔内送達デバイスのワーキングチャンネルを通じた挿入に適したアブレーションプローブ (100; 200) は、周辺組織に放射線を当てるように構成されたアプリケーションター (102; 202) を備える。プローブはさらに、アプリケーションター (102; 202) に電磁エネルギーを供給するように構成された給電ケーブル (104; 204) を備える。プローブはさらに、第1冷媒流経路 (106) をさらに備える。さらに、プローブが挿入しやすい挿入形態と、展開形態との間で遷移可能に構成された変形可能部材 (110; 210) も設けられる。変形可能部材 (110; 210) は前記展開形態において冷媒が流れることを可能とする第2冷媒路 (108) を実現する。プローブはさらに、給電ケーブルの先端を収容するように構成されたチューブをさらに有し、変形可能部材は前記チューブの少なくとも一部を囲い、チューブは弾性材料から形成される。

【選択図】 図1b

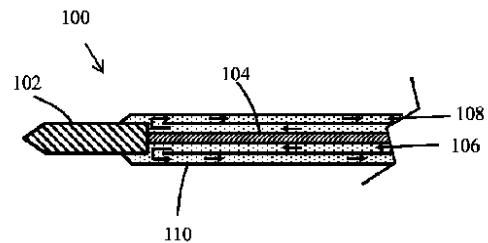


Figure 1b

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

腔内送達デバイスのワーキングチャネルを通じた挿入に適したアブレーションプローブであって、

周辺組織に放射線を当てて加熱するように構成されたアプリケータと、

前記アプリケータに電磁エネルギーを供給するように構成された給電ケーブルと、

冷媒が流れることができる第 1 冷媒流経路と、

前記プローブが挿入しやすい挿入形態と、展開形態との間で遷移するように構成された変形可能部材とを備え

前記変形可能部材は、前記展開形態において冷媒が流れることを可能とする第 2 冷媒路を実現し、

前記アブレーションプローブが、

前記給電ケーブルの先端部を収容するように構成されたチューブをさらに有し、

前記変形可能部材は、前記チューブの少なくとも一部を囲い、

前記チューブは弾性材料から形成される、アブレーションプローブ。

【請求項 2】

前記チューブが超弾性材料から形成される、または、

前記チューブが導電性材料から形成される、請求項 1 に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 3】

前記第 2 冷媒路は、前記変形可能部材のみにより、前記プローブの長さ方向に沿った少なくとも一部に設けられる、請求項 1 または 2 に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 4】

前記変形可能部材は、前記第 1 冷媒路の先端に流体接続される、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 5】

前記プローブは、

a) 前記変形可能部材と、前記アプリケータと、前記給電ケーブルの前記先端部と、前記チューブの少なくとも一部と、前記第 1 冷媒路の先端部を含む針部と、

b) 前記給電ケーブルの基部と、前記第 1 冷媒路の前記基部と、冷媒導管を含むカテーター部とを備え、

前記変形可能部材は、前記針部と前記カテーター部との間の境界で前記冷媒導管に流体接続され、前記冷媒導管は、好ましくは変形不能冷媒導管である、

請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 6】

前記針部の最大断面サイズは、前記カテーター部の最大断面サイズよりも小さい、請求項 5 に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 7】

前記給電ケーブルの前記先端は先端断面サイズであり、前記給電ケーブルの前記基部は基端断面サイズであり、前記先端断面サイズは前記基端断面サイズよりも小さい、請求項 5 または 6 に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 8】

前記給電ケーブルの前記先端部を、前記給電ケーブルの前記基部に機械的および電氣的に結合するように構成されたコネクタをさらに備える、請求項 7 に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 9】

a) 前記コネクタは、前記給電ケーブルの前記先端部を前記給電ケーブルの前記基部に機械的および電氣的に結合するように構成された接合部材を備え、前記接合部材は、前記給電ケーブルの前記基部を収容するような形状の基端と、前記給電ケーブルの先端を収容するように構成された先端とを有する、

b) 前記コネクタの一部は、前記給電ケーブルの前記先端部を収容する前記チューブ内に延在することで、それら要素間に機械的結合を形成するように構成される、

c) 前記コネクタは誘電部材を有し、前記誘電部材は、前記給電ケーブルの前記基部および／または先端と、前記給電ケーブルの前記基部および／または先端部のそれぞれの前記外側導体との間の領域を少なくとも一部埋めるように構成される、及び、

d) 前記コネクタは、封止部材を有し、前記封止部材は、前記コネクタと、前記給電ケーブルの前記先端部および前記給電ケーブルの前記基部の一方または両方との間の接続領域を少なくとも一部囲む、

ことのいずれかを少なくとも１つを備える、請求項８に記載のアブレーションプローブ。

10

【請求項１０】

前記カテーテル冷媒導管は、前記変形可能部材に結合されたカテーテルチューブから形成され、前記アプリケーションタと、前記給電ケーブルの前記先端部を収容するチューブと、前記給電ケーブルとは、前記カテーテルチューブに対して、前記変形可能部材が前記アプリケーションタの先端を覆う被覆状態と、前記変形可能部材が前記アプリケーションタの先端を覆わない非被覆状態との間で遷移するように移動可能であり、任意選択で、

前記被覆状態においては、前記アプリケーションタの前記先端が前記カテーテルチューブ内に配置され、前記非被覆状態においては、前記アプリケーションタの前記先端が前記カテーテルチューブ内に配置されず、前記変形可能部材は、前記カテーテルチューブの先端部分と前記アプリケーションタとの両方に接続された状態にとどまる、

20

請求項５から９のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項１１】

前記変形可能部材は、前記展開形態において、前記アプリケーションタを少なくとも一部囲むように構成される、請求項１から１０のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項１２】

前記展開形態において、前記変形可能部材は、前記アブレーションプローブを前記周辺組織に対して固定するような形状となる、請求項１から１１のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項１３】

前記アプリケーションタを、前記給電ケーブルの前記先端部を収容する前記チューブへと結合するように構成された繋ぎ部材をさらに備え、

30

前記繋ぎ部材は、前記チューブの一部と前記アプリケーションタの一部とを囲うことで、これらの間の接続を繋ぐ繋ぎチューブを有し、

好ましくは、前記繋ぎチューブと、前記チューブとアプリケーションタとが固く嵌合することで、それらの間に摩擦嵌合が実現される、

請求項１から１２のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項１４】

前記変形可能部材は、前記アブレーションプローブの前記長さ方向に沿って延在する、１つ以上の細長変形可能経路を含み、任意選択で、前記１つ以上の変形可能経路は、前記アブレーションプローブの外周の周りに等間隔で配置された複数の経路を含む、

40

請求項１から１３のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項１５】

前記変形可能部材は、前記展開形態において最大閾値サイズまで拡張するように構成され、

任意選択で、前記変形可能部材は、

a) 前記挿入形態と、前記展開形態との間で遷移するように、サイズが拡張または収縮するように構成されたコンプライアントまたはセミコンプライアント材料、または

b) 前記挿入形態と、前記展開形態との間で遷移するように、畳まれる、または開くように構成された非コンプライアント材料を備える、

請求項１から１４のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

50

【請求項 16】

前記アブレーションプローブは、さらに結合部材を有し、前記結合部材は、前記変形可能部材を前記アプリケータに結合するように構成され、さらに

a) 前記結合部材は、前記アプリケータとは異なる材料から形成され、前記結合部材は前記変形可能部材が接合される接合部位を形成するように構成される、

b) 前記結合部材は、前記アプリケータとの機械的結合を実現するような形状を有し、好ましくは、前記結合部材は前記アプリケータを囲う結合チューブから形成され、前記結合チューブは、前記アプリケータの外周と固く嵌合することで、その間に摩擦嵌合が実現される、及び、

c) 前記結合部材は電気絶縁材から形成される、

ことのいずれかを少なくとも1つを備える、請求項1から15のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 17】

a) 前記第1冷媒路は、前記給電ケーブルを囲う前記チューブの内面と、前記給電ケーブルの外周との間に形成された冷媒経路を有する、

b) 前記第1冷媒路は前記給電ケーブルを収容する前記チューブの本体内に形成された1つ以上の冷媒経路を含む、

c) 前記給電ケーブルは、前記アプリケータに信号を送信するように構成された内側導体と、前記内側導体を遮蔽するように構成された外側導体とを有し、前記第1冷媒路は、前記外側導体内に形成された1つ以上の冷媒経路を含む、

ことのいずれかを少なくとも1つを任意選択的に備える、請求項1から16のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 18】

前記1つ以上の冷媒経路は、前記チューブの外周または前記外側導体の外周に設けられた1つ以上のスロットを含み、前記アブレーションプローブはさらに、前記チューブまたは前記外側導体の周りに設けられた膜をさらに含み、前記膜は前記第1冷媒路を前記第2冷媒路から分離するように構成され、及び／または、

前記1つ以上の冷媒経路は、前記チューブの前記外側導体の長さ方向に沿って配置され、及び／または、

前記1つ以上の冷媒経路は、前記外側導体または前記チューブの外周上に等間隔に配置された複数の経路を含み、好ましくは前記複数の経路は前記外側導体または前記チューブの外周上に等間隔に配置された4つの経路を含む、

請求項17に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 19】

前記アプリケータは、前記第1冷媒路に流体接続される1つ以上のアプリケータ冷媒経路をさらに含み、

前記1つ以上のアプリケータ冷媒経路は、前記アプリケータの前記本体の外周の1つ以上の凹部により形成される、及び、

前記変形可能部材は、前記アプリケータを少なくとも部分的に囲い、前記アブレーションプローブは前記変形可能部材と、前記アプリケータとの間に設けられた絶縁部材をさらに含む、

ことのいずれかを少なくとも1つを任意選択的に備える、請求項1から18のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 20】

前記アプリケータは、前記給電ケーブルの前記先端を収容する前記チューブ内に延在するように構成された挿入領域を含み、前記挿入領域は、前記第1冷媒路を前記アプリケータ冷媒経路に流体接続するように構成された1つ以上の経路を含む、請求項19に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 21】

前記変形可能部材が前記展開形態に遷移したかを検知するセンサをさらに有し、任意で

10

20

30

40

50

前記センサは、前記変形可能部材の前記構成を判定するために、前記アプリケータの1つ以上の特性または前記周辺組織に印加される前記エネルギーを検知するように構成され、

a) 前記変形可能部材内に、1つ以上の前記センサが設けられる、及び、

b) 前記1つ以上のセンサは、1つ以上の温度センサおよび／または1つ以上のインピーダンスセンサを含む、

ことのいずれか、または、両者を任意選択的に備える、請求項1から20のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項22】

前記プローブは前記アプリケータの基端に設けられたチョーク要素をさらに有し、

a) 前記チョーク要素は少なくとも一部弾性材料で形成され、好ましくは、前記チョークはセラミックと金属材料の混合物で形成される、

b) 前記チョーク要素は、前記第1冷媒路を介して流れる前記冷媒により冷却される、

c) 前記チョーク要素は、前記給電ケーブルを収容する前記チューブに一体化される、

d) 前記チョーク要素は、前記給電ケーブルの前記外側導体と、前記給電ケーブルを収容する前記チューブとの間に延在する、前記アプリケータの一部を含み、任意選択的に前記アプリケータの前記一部は、

i) 前記給電ケーブルの前記外側導体と、前記給電ケーブルを収容する前記チューブとの間を電氣的に接続するように構成された金属コーティングを含む、及び／または、

ii) 前記アプリケータにより印加された放射線の1/4波長に等しい距離だけ延在し、

e) 前記給電ケーブルは、外側導体と内側導体とにより形成され、前記外側導体と、前記給電ケーブルを収容する前記チューブとの間に電気接続が実現され、前記電気接続は、前記アプリケータにより印加させる前記放射線の約1/4波長の距離だけ前記チューブの先端から遠位側に実現される、

ことのいずれかを少なくとも1つを任意選択的に備える、請求項1から21のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項23】

前記変形可能部材は、第2変形可能部材であり、

前記アブレーションプローブは前記プローブが挿入しやすい挿入形態と、展開形態との間で遷移するように構成された第1変形可能部材をさらに備え、前記展開形態において、前記第1冷媒路は、前記第1変形可能部材により少なくとも部分的に実現され、

任意選択的に、

前記第1変形可能部材は、前記給電ケーブルチューブの前記先端部を収容する前記チューブと、前記アプリケータの少なくとも一部の一方または両方を少なくとも部分的に囲み、

さらに任意で、前記第1冷媒流路は、前記給電ケーブルの前記先端部と、前記チューブとの間に形成された導管と、前記チューブと前記第1変形可能部材との間に形成された導管の一方または両方により形成される、

請求項1から22のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項24】

前記腔内送達デバイスは、内視鏡、気管支鏡、肺ナビゲーションシステムの内の1つである、請求項1から23のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本開示は、アブレーションプローブに関する。特に、本開示は組織成長を阻害するため、組織内に熱を生成するように使用され得るアブレーションプローブに関する。

【背景技術】

【0002】

熱アブレーションにより、体内の悪性となり得る組織成長を阻害できる。現行のアブレ

10

20

30

40

50

ーションシステムは、高周波（R F）エネルギー（またはマイクロ波エネルギー）を、アプリケーション先端周囲の組織に送り込むアプリケーションを使用する。これにより、局地的加熱と、悪性細胞の破壊を実現する。このようなアプリケーションは、経皮的送達用に設計されており、比較的短く、大径である。しかし、経皮的送達では、多くの病変部位に安全かつ容易に到達することはできない。例えば、肝臓の裏の膵臓の位置は経皮的送達が困難である。同様に、胸板を通じて肺に到達しようとする、気胸が生じかねない。大径アプリケーションの場合、挿入時に不慮の組織損傷も生じかねない。したがって、既存の経皮的アプリケーションが適切に熱アブレーション処置到達可能な適応症の範囲は限られている。

【0003】

内視鏡は、消化管に接する数多くの病変部位に到達可能である。当該部位としては、膵臓、胆道、リンパ節、そして多数の重要な血管が挙げられる。さらに、超音波内視鏡（EUS）システムは、内視鏡内に一体化された超音波撮像システムにより、消化管に隣接した組織病変を特定する手段を提供する。生検針を、EUSシステムを通じて送り込んで、超音波誘導で対象箇所に誘導してもよい。同様の内視鏡を、超音波と、ナビゲーションシステムの両方を使用して、肺内の病変部位を評価するように利用可能である。この技術は、長いワーキングチャンネルまたは誘導可能カテーテルを病変部位へと誘導するのに利用できる。公知のアプリケーション設計は通常、断面積が大きすぎ、長さも弾性も不十分で、特に内視鏡のワーキングチャンネルまたは肺ナビゲーションシステムに不向きである。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

アブレーションアプリケーション（特にマイクロ波アプリケーション）をより小さく、より長くして、内視鏡送達に適するようにするには、多くの課題がある。デバイスをより小さくすると、エネルギーをアプリケーション先端に供給するのに使用される電源ケーブルの電力損失により、送れる電力が限られてしまう可能性がある。即ち、電力損失により、アプリケーション先端に届く電力が低減する。したがって先端で生成される熱が少なくなり、治療送達に時間がかかってしまう。このような損失は、ケーブルの長さ方向に沿った熱となるので、ケーブルまたは内視鏡の損傷または患者の外傷を防止するため、冷却システムにより制御される必要がある。細いケーブルの長さ方向に沿って冷却を維持するには、高圧冷却流体が必要である。公知の冷媒流専用の導管は、アブレーションプローブの全体断面を大きくし、弾性を損なってしまう。したがって、内視鏡的な利用には即さない。さらに、アプリケーションは、内臓に突き刺さり、対象病変に到達するため、最小限の外形と、好ましい機械的特性を有する必要がある。

【課題を解決するための手段】

【0005】

一態様において、本開示は

腔内送達デバイスのワーキングチャンネルを通じた挿入に適したアブレーションプローブであって、

周辺組織に放射線を当てて加熱するように構成されたアプリケーションと、

アプリケーションに電磁エネルギーを供給するように構成された給電ケーブルと、

冷媒が流れることができる第1冷媒流経路と、

プローブが挿入しやすい挿入形態と、展開形態との間で遷移するように構成された変形可能部材と、を備え、

変形可能部材が展開形態において冷媒が流れることを可能とする第2冷媒路が設けられ、

アブレーションプローブが、

給電ケーブルの先端を収容するように構成されたチューブをさらに有し、

変形可能部材はチューブの少なくとも一部を囲い、

チューブは弾性材料から形成される、アブレーションプローブを提供する。

【0006】

弾性材料製のチューブを設けることで、アブレーションプローブは患者の体内の蛇行経路に沿ってワーキングチャンネルを通じて送達された後にも、永久的に変形することが防止され得る。これにより、アブレーションプローブが当該ワーキングチャンネルを出た後に、屈曲して、想定外の経路を辿ることが防止されることができ、所望のアブレーション部位に送達されやすくなる。

【0007】

本発明の別の態様では、周辺組織に放射線を当てて加熱するように構成されたアプリケーションタータと、アプリケーションタータに電磁エネルギーを供給するように構成された給電ケーブルと、冷媒が流れることができる第1冷媒流経路と、プローブが挿入しやすい挿入形態と、展開形態との間で遷移するように構成された変形可能部材と、を備え、前記変形可能部材は、前記展開形態において冷媒が流れることを可能とする第2冷媒路を実現するアブレーションプローブが提供される。

10

【0008】

変形可能部材が挿入形態の際に、アブレーションプローブは挿入しやすい外径を有してもよい。即ち、小さくコンパクトな外形、または適切な形状または形態であってもよい。挿入形態において、アブレーションプローブは、不慮の組織損傷を生じる可能性を抑えながら組織内に挿入され得る。挿入形状は、アブレーションプローブを内視鏡または肺ナビゲーションシステムを介して、送達しやすくし得る。所望位置に到達すると、変形可能部材は展開形態に遷移して、戻り冷媒路を実現してもよい。したがって、アブレーションプローブは冷却不要の挿入時に、小さな形状を有し得る。所望位置に到達すると、変形可能部材を展開して、アブレーションプローブの使用時に冷却を実現してもよい。

20

【0009】

あるいは、チューブは超弾性材料により形成されてもよい。例えば、大きなひずみ（例えば5%）から弾性回復可能な合金（例えば、NiTiいわゆるニチノール）である。任意で、チューブは、少なくとも部分的に導電材料で形成されてもよい。

【0010】

以下の内容を、第1態様または第2態様と組み合わせて適宜利用可能である。また、以下の内容同士も任意で組み合わせることができる。

【0011】

あるいは、第2冷媒路は、変形可能部材のみにより、プローブの長さ方向に沿った少なくとも一部に設けられる。

30

【0012】

あるいは、変形可能部材は、第1冷媒路の先端に流体接続される

【0013】

あるいは、給電ケーブルの先端部は先端断面サイズであり、給電ケーブルの基部は基端断面サイズであり、先端断面サイズは基端断面サイズよりも小さい。

【0014】

あるいは、プローブは、a) 変形可能部材と、アプリケーションタータと、給電ケーブルの先端部と、第1冷媒路の先端部とを含む針部と、b) 給電ケーブルの基部と、第1冷媒路の基部と、（好ましくは変形不能な）冷媒導管とを含むカテーテル部とを備え、変形可能部材は、針部とカテーテル部との間の境界で冷媒導管に流体接続される。

40

【0015】

あるいは、針部の最大断面サイズは、カテーテル部の最大断面サイズよりも小さい。これにより、針部は、あらゆる組織損傷のリスクを抑えながら、アブレーション部位に到達可能となり得る。

【0016】

あるいは、給電ケーブルの先端部は先端断面サイズであり、給電ケーブルの基部は基端断面サイズであり、先端断面サイズは基端断面サイズよりも小さい。

【0017】

針部とカテーテル部の組合せにより、アブレーションプローブはワーキングチャンネルの

50

長さ方向に沿ってアプリケーションに適切なレベルの電磁エネルギーを送り込むことと、アプリケーション部位に対して最低限の侵襲性で到達することとの間で有利なバランスが実現される。給電ケーブルの断面が比較的小さい針部と、冷却を実現するため展開可能な変形可能部材を設けることで、装置の当該部位における全体断面を低減できる。したがって、アプリケーションを配置して、アブレーション処置を実行する際に、組織への損傷を抑えることができる。カテーテル部が比較的厚いことで、給電ケーブルはエネルギーを適切にアプリケーションに届けることができる。したがって、カテーテル部は、長いワーキングチャンネルにエネルギーを送るように最適化され、一方で針部はアブレーション部位に対して最低限の侵襲性で到達するように最適化される。

【0018】

10

あるいは、アブレーションプローブは、給電ケーブルの先端部を、給電ケーブルの基部に機械的および電氣的に結合するように構成されたコネクタをさらに備える。

【0019】

あるいは、コネクタは、給電ケーブルの先端部を給電ケーブルの基部に機械的および電氣的に結合するように構成された接合部材を備えてもよく、接合部材は、給電ケーブルの基部を収容するような形状基端を有し、給電ケーブルの先端部を収容するような形状先端を有する。これにより、給電ケーブルの異なる部位間で、確実にコンパクトな機械的および電氣的結合が可能となり得る。

【0020】

あるいは、コネクタの一部は、給電ケーブルの先端部を収容するチューブ内に延在することで、それら要素間に機械的結合を形成するように構成されてもよい。これにより、コネクタと、給電ケーブルの先端部との間の接合が補強され得る。

20

【0021】

あるいは、コネクタは誘電部材を有し、誘電部材は、給電ケーブルの基部および／または先端部と、給電ケーブルの基部および／または先端部のそれぞれの外側導体との間の領域を少なくとも一部埋めるように構成されてもよい。誘電部材は、内側導体からの熱伝達を促進し得る。

【0022】

あるいは、コネクタは封止部材を有し、封止部材は、コネクタと、給電ケーブルの先端部および給電ケーブルの基部の一方または両方との間の接続領域を少なくとも一部囲んでもよい。封止部材は、給電ケーブルの部位間の接合部への冷媒侵入（例えば水の侵入）のリスクを低減するような防水封止を実現し得る。

30

【0023】

あるいは、カテーテル冷媒導管は変形可能部材に結合されたカテーテルチューブから形成され、アプリケーションと、給電ケーブルの先端部を収容するチューブと、給電ケーブルとは、カテーテルチューブに対して、変形可能部材がアプリケーションの先端を覆う被覆状態と、変形可能部材がアプリケーションの先端を覆わない非被覆状態との間で遷移するように移動可能であってもよい。

【0024】

あるいは、被覆状態においてアプリケーションの先端はカテーテルチューブ内に存在し、非被覆状態において、アプリケーションの先端はカテーテルチューブ内に存在しない。アプリケーションと、給電ケーブルは、カテーテルチューブに対して移動可能で、これにより、アプリケーション先端と、変形部材とがカテーテルチューブに出入りする。

40

【0025】

あるいは、変形可能部材は展開形態において、アプリケーションを少なくとも部分的に囲うように構成される。これにより、製造が困難で、アプリケーション性能低下につながり得る専用冷却経路が、アプリケーション内に不要となり得る。

【0026】

あるいは、展開形態において、変形可能部材は、アブレーションプローブを周辺組織に対して固定するような形状を有する。

50

【0027】

あるいは、アブレーションプローブはさらに、アプリケーションを、給電ケーブルの先端部を収容するチューブに結合するように構成された繋ぎ部材をさらに備え、繋ぎ部材は、チューブの一部とアプリケーションの一部とを囲うことで、これらの間の接続を繋ぎする繋ぎチューブを有してもよい。

【0028】

あるいは、繋ぎチューブと、チューブとアプリケーションとが固く嵌合することで、それらの間に摩擦嵌合が実現されてもよい。

【0029】

あるいは、変形可能部材は、アブレーションプローブの長さ方向に沿って延在する、1つ以上の細長変形可能経路を含む。

10

【0030】

あるいは、1つ以上の変形可能経路は、アブレーションプローブの外周の周りに等間隔で配置された複数の経路を含む。

【0031】

あるいは、変形可能部材は、展開形態において最大閾値サイズまで拡張するように構成される。

【0032】

あるいは、変形可能部材は、a) 挿入形態と、展開形態との間で遷移するように、サイズが拡張または収縮するように構成されたコンプライアントまたはセミコンプライアント材料、および／またはb) 挿入形態と、展開形態との間で遷移するように、畳まれる、または開くように構成された非コンプライアント材料を備える。

20

【0033】

あるいは、アブレーションプローブはさらに結合部材を有し、結合部材は、変形可能部材をアプリケーションに結合するように構成される。

【0034】

あるいは結合部材は、アプリケーションとは異なる材料から形成されていてよく、結合部材は、変形可能部材が接合される接合部位を形成するように構成される。アプリケーションとは異なる材料で結合部材を形成することで、変形可能部材の接合により適した材料が使用され得る。例えば、変形可能部材と同じ材料で形成して、接合性を向上してもよい。

30

【0035】

あるいは、結合部材は、アプリケーションとの機械的結合を実現するような形状を有してもよい。好ましくは、結合部材は、アプリケーションを囲う結合チューブから形成され、結合チューブは、アプリケーションの外周と固く嵌合することで、その間に摩擦嵌合が実現されてもよい。これにより、変形可能部材をアプリケーションに直接接合することなく、変形可能部材とアプリケーションとの間の確実な結合が実現され得る。

【0036】

あるいは、結合部材は電気絶縁材から形成されてもよい。

【0037】

あるいは、第1冷媒路は、給電ケーブルを囲うチューブの内面と、給電ケーブルの外周との間に形成された冷媒経路を有する。

40

【0038】

あるいは、第1冷媒路は、給電ケーブルを収容するチューブの本体内に形成された1つ以上の冷媒経路を含む。

【0039】

任意で、給電ケーブルは、アプリケーションに信号を送信するように構成された内側導体と、内側導体を遮蔽するように構成された外側導体とを有し、第1冷媒路は、外側導体内に形成された1つ以上の冷媒経路を含む。

【0040】

あるいは、1つ以上の冷媒経路は、チューブの外周または外側導体の外周に1つ以上の

50

スロットを含み、アブレーションプローブはさらに、チューブまたは外側導体の周りに設けられた膜をさらに含み、膜は、第1冷媒路を第2冷媒路から分離するように構成される。

【0041】

あるいは、1つ以上の冷媒経路は、チューブの外側導体の長さ方向に沿って、または給電ケーブルを囲むチューブに沿って配置される。

【0042】

任意で、1つ以上の冷媒経路は、外側導体または給電ケーブルを囲むチューブの外周上に等間隔に配置された複数の経路を含む。任意で、複数の経路は、外側導体またはチューブの外周上に等間隔に配置された4つの経路を含む。

10

【0043】

あるいは、アプリケーションは、第1冷媒路に流体接続される1つ以上のアプリケーション冷媒経路をさらに含む。

【0044】

あるいは、1つ以上のアプリケーション冷媒経路は、アプリケーションの本体の外面の1つ以上の凹部により形成される。これは、アプリケーションの冷却に寄与し得る。

【0045】

あるいは、変形可能部材は、アプリケーションを少なくとも部分的に囲い、アブレーションプローブは、変形可能部材と、アプリケーションとの間に設けられた絶縁部材をさらに含んでもよい。これは、アプリケーションが発する高熱に対する、変形可能部材の防護に寄与し得る。

20

【0046】

あるいは、アプリケーションは、給電ケーブルの先端部を収容するチューブ内に延在するように構成された挿入領域を含み、挿入領域は、第1冷媒路をアプリケーション冷媒経路に流体接続するように構成された1つ以上の経路を含む。これにより、アプリケーションの確実にコンパクトな結合を実現し、アプリケーション冷媒経路への冷媒供給を可能とし得る。

【0047】

あるいは、アブレーションプローブは、変形可能部材が展開形態に遷移したかを検知するように構成されたセンサをさらに有する。

【0048】

あるいは、センサは、変形可能部材の構成を判定するために、アプリケーションの1つ以上の特性または周辺組織に印加されるエネルギーを検知するように構成される。

30

【0049】

あるいは、変形可能部材内に、1つ以上のセンサが設けられる。

【0050】

あるいは、1つ以上のセンサは、1つ以上の温度センサおよび／または1つ以上のインピーダンスセンサを含む。

【0051】

あるいは、プローブは、アプリケーションの基端に設けられたチョーク要素をさらに有する。

40

【0052】

あるいは、チョーク要素は、セラミックと金属材料との混合物で形成される。

【0053】

あるいは、チョーク要素は、第1冷媒路を介して流れる冷媒により冷却される。あるいは、チョーク要素は、給電ケーブルを収容するチューブに一体化される。あるいは、チョーク要素は、給電ケーブルの外側導体と、給電ケーブルを収容するチューブとの間に延在し、好ましくはアプリケーションにより印加された放射線の1/4波長に等しい距離だけ延在するアプリケーションの一部を含む。チューブ内に存在するアプリケーション材料を金属として、給電ケーブルと金属チューブとの間に電氣的接続を実現することで、金属ポケット、即ちチョークが形成される場合、金属チューブ内に存在するアプリケーションの一部に経路が存在

50

し、形成されたチョークを通じて冷媒が流れることが可能になる。

【0054】

あるいは、変形可能部材は、第2変形可能部材で、アブレーションプローブは、プローブが挿入しやすい挿入形態と、展開形態との間で遷移可能なように構成された第1変形可能部材をさらに備え、展開形態において、第1冷媒路は、第1変形可能部材により少なくとも部分的に実現されてもよい。これにより、冷媒流用に追加の空間が形成され得る。

【0055】

あるいは、第1変形可能部材は、給電ケーブルチューブの先端部を収容するチューブと、アプリケーションの少なくとも一部的一方または両方を少なくとも部分的に囲んでもよい。

【0056】

あるいは、第1冷媒流路は、給電ケーブルの先端部と、チューブとの間に形成された導管と、チューブおよび第1変形可能部材との間に形成された導管の一方または両方により形成されてもよい。

【0057】

あるいは、針部は、使用時に組織を突き刺すように構成された尖った先端を有してもよい。

【0058】

あるいは、針部は、シース部材をさらに有してもよい。シース部材は、尖った先端を囲う第1位置と、尖った先端が露出する第2位置との間で移動可能に構成される。

【0059】

あるいは、腔内送達デバイスは、内視鏡、気管支鏡または肺ナビゲーションシステムの内の1つであってもよい。

【図面の簡単な説明】

【0060】

本発明の実施形態を以下の添付の図を参照に、あくまで例示的に説明する。

【図1a】図1aは、実施形態に係るアブレーションプローブの一部の概略図である。

【図1b】図1bは、実施形態に係るアブレーションプローブの一部の概略図である。

【図2】図2は、実施形態に係るアブレーションプローブの斜視図である。

【図3】図3は、図2に示すアブレーションプローブの針部の展開図である。

【図4】図4は、図2に示すアブレーションプローブのカテーテル部の展開図である。

【図5a】図5aは、別の実施形態に係るアブレーションプローブのカテーテル部の断面図である。

【図5b】図5bは、別の実施形態に係るアブレーションプローブのカテーテル部の断面図である。

【図5c】図5cは、別の実施形態に係るアブレーションプローブのカテーテル部の断面図である。

【図6a】図6aは、図2に示すアブレーションプローブの針部とカテーテル部との間の境界の拡大図である。

【図6b】図6bは、挿入されるワーキングチャネルの先端から延在する弾性材料から形成されたチューブを有するアブレーションプローブの斜視図である。

【図6c】図6cは、挿入されるワーキングチャネルの先端から延在する弾性材料から形成されたチューブを有さないアブレーションプローブの斜視図である。

【図7】図7は、図2に示すアブレーションプローブの一部を形成するチューブの拡大図である。

【図8a】図8aは、図2に示すアブレーションプローブの一部を形成し得るアプリケーションの実施形態のさらなる拡大図である。

【図8b】図8bは、実施形態に係る繋ぎチューブの拡大図である。

【図9】図9は、図2に示すアブレーションプローブの一部を形成するアプリケーションの拡大図である。

【図10a】図10aは、別の実施形態に係るアブレーションプローブのアプリケーションの

10

20

30

40

50

断面図である。

【図 1 0 b】図 1 0 b は、別の実施形態に係るアブレーションプローブのアプリケータの断面図である。

【図 1 1 a】図 1 1 a は、別の実施形態に係るアブレーションプローブのアプリケータの別の断面図である。

【図 1 1 b】図 1 1 b は、実施形態に係るアブレーションプローブの針部の一部の拡大図である。

【図 1 2 a】図 1 2 a は、膨張構成および収取構成との間で遷移する、実施形態のアブレーションプローブの膨張性部材の概略側面および断面図である。

【図 1 2 b】図 1 2 b は、膨張構成および収取構成との間で遷移する、実施形態のアブレーションプローブの膨張性部材の概略側面および断面図である。

【図 1 3 a】図 1 3 a は、膨張構成および収取構成との間で遷移する、別の実施形態のアブレーションプローブの膨張性部材の概略側面および断面図である。

【図 1 3 b】図 1 3 b は、膨張構成および収取構成との間で遷移する、別の実施形態のアブレーションプローブの膨張性部材の概略側面および断面図である。

【図 1 4】図 1 4 は、実施形態に係るアブレーションプローブの針部の一部の別の拡大図である。

【図 1 5】図 1 5 は、実施形態に係るアブレーションプローブの針部の一部の拡大図である。

【図 1 6】図 1 6 は、実施形態に係るアブレーションプローブの針部の一部の断面図である。

【図 1 7】図 1 7 は、実施形態に係るアブレーションプローブの針部の一部の別の拡大図である。

【図 1 8 a】図 1 8 a は、実施形態に係る軸外変形可能部材を示す。

【図 1 8 b】図 1 8 b は、実施形態に係る軸外変形可能部材を示す。

【図 1 9】図 1 9 は、実施形態に係るチョーク要素の拡大断面図である。

【図 2 0】図 2 0 は、アブレーションプローブの給電ケーブルを収容するチューブと、給電ケーブルの外側導体と、アブレーションプローブのアプリケータの基端における導電性コーティングとにより形成されたチョークの断面図である。

【図 2 1】図 2 1 は、実施形態に係る給電ケーブルの先端部および基端部を接続するように構成されたコネクタの断面図を示す。

【図 2 2 a】図 2 2 a は、別の実施形態に係るアブレーションプローブの一部を示す概略図である。

【図 2 2 b】図 2 2 b は、別の実施形態に係るアブレーションプローブの一部を示す概略図である。

【図 2 3 a】図 2 3 a は、シース部材を有するアブレーションプローブの実施形態を示す。

【図 2 3 b】図 2 3 b は、シース部材を有するアブレーションプローブの実施形態を示す。

【図 2 4 a】図 2 4 a は、それぞれ被覆状態と、非被覆状態のアブレーションプローブを示す。

【図 2 4 b】図 2 4 b は、それぞれ被覆状態と、非被覆状態のアブレーションプローブを示す。

【図 2 4 c】図 2 4 c は、変形可能部材が展開形態となった非被覆状態のアブレーションプローブを示す。

【図 2 5 a】図 2 5 a は、それぞれ被覆状態と、非被覆状態のアブレーションプローブを示す。

【図 2 5 b】図 2 5 b は、それぞれ被覆状態と、非被覆状態のアブレーションプローブを示す。

【発明を実施するための形態】

10

20

30

40

50

【0061】

図1 aおよび1 bに、一実施形態に係るアブレーションプローブ100を概略的に示す。本開示のアブレーションプローブ100は、悪性組織成長のような、所望の治療部位に到達するために、体内に挿入されるのに適し得る。所望の治療部位に到達するため、アブレーションプローブは体内部位送達デバイスのワーキングチャネルを通じた挿入に適してもよい。体内部位送達デバイスとは、患者の体内の部位に送り込める任意のデバイスを意味する。このデバイスは、器具を体内の所望位置に挿入するためのワーキングチャネルを有する。体内部位送達デバイスは、患者の体内腔（例えば、気管と、肺または食道の気管支経路）に沿って送達されるように構成された腔内送達デバイスであってもよい。例えば、アブレーションプローブ100は体内の様々な病変部位に到達するために、内視鏡として利用されてもよい。したがって、アブレーションプローブは全体的に弾性を有してもよい。これにより内視鏡のワーキングチャネルを通じて挿入可能になる。別の実施形態では、アブレーションプローブは、特定の種類の内視鏡（例えば気管支鏡）または肺ナビゲーションシステム等のその他種類の腔内送達デバイスと使用してもよい。請求項に記載のない例では、アブレーションプローブ100は経皮的に利用されてもよい。あるいは、その他適切な技術を利用してもよい。例えば、体孔を通じて挿入されてもよい。経皮的な使用の場合、アブレーションプローブは挿入可能となるよう、全体的に剛性であってもよい。

10

【0062】

アブレーションプローブ100は、放射線を当てて周辺組織を加熱するように構成されたアプリケータ102を有する。放射線を当てることで、アプリケータ102の周囲または近傍の悪性細胞を加熱、破壊するように局所加熱を生じてもよい。アプリケータ102は、所望の加熱が生じるように、周辺組織に任意の適切な形態の放射線を当てるように構成されてもよい。アプリケータ102は、例えばマイクロ波または高周波、或いはその他適切な放射線を照射することで加熱を生じるように構成されてもよい。アプリケータ102は、処置する組織に対して所望の位置に配置可能となるように、アブレーションプローブ100の先端またはその近傍に配置されてもよい。以下の説明では、「先端」、「基端」とは、使用時のアブレーションプローブの配置に関して、アブレーションプローブを操作するユーザ側と、治療部位側とに対応する。即ち、アブレーションプローブ100の先端は治療部位に最も近く、基端はユーザに最も近い。ハンドルのような制御手段（不図示）が、アブレーションプローブ100の基端に設けられてもよい。これにより、ユーザはアブレーションプローブ100を操作、配置できる。

20

30

【0063】

アブレーションプローブ100はさらに、電磁エネルギーをアプリケータ102に供給するように構成された給電ケーブル104を有する。給電ケーブルは、アプリケータへの電磁エネルギー供給に適した任意の細長部材であってもよい（例えば導体）。給電ケーブル104は、アプリケータ102にエネルギー供給するため、アブレーションプローブ100の長さ方向の少なくとも一部に沿って延在してもよい。記載の実施形態では、給電ケーブル104の先端はアプリケータ102の基端に結合され、給電ケーブル104の基端は、アプリケータ102へのエネルギー供給用に、所望の信号を生成するのに適した生成手段（不図示）に結合される。

40

【0064】

アブレーションプローブ100はさらに、第1冷媒路を有する。記載の実施形態では、第1冷媒路は冷媒送り路106であって、アプリケータ102に向かって冷媒が流れることを可能にする。例えば、冷媒送り路106は、アブレーションプローブ100の基端における冷媒送り路106に結合された冷媒供給手段（不図示）からの冷媒流をアブレーションプローブ100の先端に送り得る。冷媒流は、使用時のアブレーションプローブ100の温度制御に寄与し得る。これにより、アブレーションプローブ100が過熱損傷する、あるいは健常組織を破損することなく、長期間にわたって周辺組織にエネルギーを送ることが可能となる。冷媒送り路は、後述のように1つ以上の冷媒経路により形成されてもよい。冷媒は流体であってもよく、水、生理食塩水、極低温ガスまたは当該技術で公知の

50

その他適切な冷媒であってもよい。

【0065】

アブレーションプローブ100はさらに、第2冷媒路を有する。記載の実施形態では、第2冷媒路は、冷媒がアプリケーションから戻ることによる冷媒戻り路108である。即ち、冷媒戻り路108は、供給された冷媒をアブレーションプローブ100の先端から基端に戻し得る。アブレーションプローブ100はさらに、変形可能部材110を有する。変形可能部材110は、アブレーションプローブ100が挿入しやすい挿入形態（図1a参照）と、展開形態（図1b参照）との間で遷移するように構成される。変形可能部材110が展開形態となると、冷媒戻り路108が設けられる。いくつかの実施形態では、変形可能部材が挿入形態となると、冷媒戻り路は一切設けられない。これにより、アブレーションプローブの形状を最小化でき得る。別の実施形態では、変形可能部材が挿入形態となると、戻り路が一切存在しなくてもよい。したがって、挿入形態によると、アブレーションプローブ100を体内の所望位置に送るのに適し得る構成が実現される。挿入形態は例えば、不慮の組織損傷のリスクを抑えた挿入を可能にするような、適切なサイズおよび／または形状に対応してもよい。挿入形態において、アブレーションプローブは例えば、損傷を生じずに組織内に挿入しやすいように、または内視鏡のワーキングチャンネルを通じて挿入しやすいように、細形状（例えば、小断面サイズ）となってもよい。

10

【0066】

別の実施形態では、第1冷媒路は冷媒戻り路として作用する。この実施形態では、第1冷媒路は、アプリケーションから冷媒流を運ぶように構成される。この実施形態では、第2冷媒路は、冷媒流をアプリケーションに運ぶように構成された冷媒送り路としても構成され得る。したがって、第1および第2冷媒路の組合せにより、アプリケーションから、そしてアプリケーションに向かって冷媒流を送り込むことができるように構成され、冷媒がこの両方向に流れることができる冷媒循環路が形成される。図示の実施形態では、冷媒送り路として作用する第1冷媒路は、給電ケーブルの近傍に、より低温の冷媒を送り込むことが可能であり得る。これはアブレーションプローブの冷却に寄与し得る。給電ケーブルでは大量の熱が発生し得るためである。別の実施形態では、アプリケーションの冷却を優先するため、第2冷媒路が冷媒送り路として作用してアプリケーションに、より低温の冷媒を送り込んでもよい。

20

【0067】

したがってアブレーションプローブ100は、変形可能部材110が挿入形態にある状態で、所望の位置に到達し得る。所望の位置に到達すると、変形可能部材110を展開形態にして、アプリケーション102から冷媒が流れることを可能にしてもよい。したがって、冷媒が、使用中のアブレーションプローブ100を冷却するよう、冷媒送り路および冷媒戻り路を通じて流れることができるようになる。このため、変形可能部材110は、冷媒流が不要な場合に、アブレーション部位への送達に適した挿入形態を実現できる。アブレーションプローブが所望位置に到達すると、変形可能部材110を、アプリケーション102からのエネルギー送達中に必要な冷媒流を実現するのに適した構成にしてもよい。変形可能部材が挿入形態となると、アブレーションプローブ全体の直径は、約13から約25ゲージ（約2.5から0.5mm）の間であってもよい。これにより、挿入が容易になり得る。

30

40

【0068】

図1aおよび1bに示すように、冷媒戻り路110は、アブレーションプローブ100の長さの少なくとも一部に沿って延在する変形可能部材のみによって提供できる。例えば、アブレーションプローブ100の長さ方向に沿った少なくとも一部では、変形可能部材110により形成された冷媒戻り路108以外には、戻り冷媒を運ぶ経路または導管は一切存在しなくてもよい。これにより、変形可能部材が挿入形態にある場合に、アブレーションプローブ100を小断面サイズにでき得る。任意の冷媒戻り路を追加する場合、アブレーションプローブ100の本体に追加の空間が必要となり、細形状となくなってしまう。

【0069】

50

図1 aおよび1 bの実施形態では、変形可能部材110は、冷媒送り路106の先端に流体接続される（例えば、冷媒送り路の先端が、流体戻り路の先端に接続されて、アプリケーションから、そしてアプリケーションへの（両方向に）流れることができる、単一の経路が形成されてもよい）。したがって、変形可能部材110が展開形態となると、冷媒送り路106は、冷媒戻り路108内に延在する。この構成により、変形可能部材110が挿入形態となると、アブレーションプローブ100を全体的に小型化できる。

【0070】

図2から8 aに、本開示に係るアブレーションプローブ200の実施形態の例をより詳細に示す。図示の実施形態は、単に一例である。

【0071】

図2に示すように、この実施形態では、アブレーションプローブ200は、主に2つの部位、具体的には針部212およびカテーテル部214を備える。針部212はアブレーションプローブ200の先端に配置されてよく、所望のアブレーション位置に到達するように、使用時に組織内に挿入されるように構成される。カテーテル部214は、アブレーションプローブ200の基端に設けられ、針部212との間で電磁エネルギーまたは冷媒流を送り合うように配置される。図示の実施形態では、アブレーションプローブ200はハンドル部216をさらに備える。ハンドル部216を介して、使用時にアブレーションプローブを操作および位置決めできる。図2に示すように、カテーテル部は、内視鏡として利用できるように、長く弾性を有してもよい。請求項に記載のない別の実施形態では、経皮的利用できるように、短くて硬いカテーテル部が設けられてもよい。

【0072】

いくつかの実施形態では、針部はアブレーションプローブの全体長さ方向に対して小部位であってもよい。例えば、針部は、長さ5 mmから2000 mm、好ましくは長さ約70 mmであってもよい。針部の長さは、対象の生体組織に応じて選択され得る。例えば、針部は、脾臓、肺等の内臓に到達する場合、長さ10から100 mmであってもよい。あるいは、経皮的処置用の送達の場合より長くてもよい（例えば、長さ100から400 mm）。針部が長いほど、例えば肺の部位送達に適し得る。カテーテル部は、長さ約1000 mmから2000 mmであってもよく、好ましくは長さ約1400 mmである。カテーテル部の長さは、到達する必要があるアブレーション部位の位置に応じて選択されてもよい。別の実施形態では、アブレーションプローブ（例えば、変形可能部材を有するもの）の針部は、アブレーションプローブの長さ方向においてより大きな割合であってもよい。いくつかの実施形態では、針部はアブレーションプローブの長さ全体で形成されてもよい。そのような実施形態では、変形可能部材はアブレーションプローブ全体の長さの大部分または全体を通じて延在してもよい。そのような実施形態では、カテーテル部は不要であってもよい。例えば、アブレーションプローブが経皮的に利用される場合、カテーテル部は、内視鏡的利用の場合よりも短くてもよいし、あるいは存在しなくてもよい。

【0073】

図3は、針部の展開図である。針部212は、変形可能部材210と、アプリケーション202と、給電ケーブル204 aの先端部と、冷媒送り路の先端部とを含んでもよい。図4はカテーテル部の展開図を示す。この実施形態では、カテーテル部214は、給電ケーブル204 bの基部と、冷媒送り路の基部と、冷媒戻り導管（変形不能であってもよい）とを含む。冷媒送り路の基部は、給電ケーブル204 bの基部を収容するチューブ218と、周囲の冷媒送達導管220との間の空間により形成されてもよい。冷媒戻り路は、冷媒送達導管220と、周辺冷媒戻りチューブ222との間の空間により形成されてもよい。別の実施形態では、カテーテル部214内で、冷媒戻り路および冷媒送り路から、その他適切な経路または導管の構成が設けられてもよい。

【0074】

針部の最大断面サイズは、カテーテル部の最大断面サイズよりも小さくてもよい。言い換えると、針部の最大部における断面サイズ（例えば直径）は、カテーテル部の最大部における断面サイズ（例えば直径）よりも小さくてもよい。これにより、針部は組織損傷を

10

20

30

40

50

生じ得るあらゆるリスクを抑えながら、アブレーション部位に到達でき得る。一方、カテーテル部は、使用時に、共に使用されるデバイスのワーキングチャンネル内に嵌るようなサイズであってもよい。

【0075】

図5aから5cは、冷媒戻り路および冷媒送り路を形成する適切な経路構成の例を示す断面図である。図5aでは、カテーテル部は、それぞれ冷媒戻り路および冷媒送り路の一方を形成する2つの空洞を含む。図5bでは、カテーテル部は、冷媒戻り路および冷媒送り路を形成する4つの空洞を含む。内2つの空洞が、冷媒戻り路を形成してもよく、内2つの空洞が冷媒送り路を形成してもよい。この実施形態では、ねじれ抵抗と強度が向上し得る。空洞は、図5aおよび5bに示すような同じ大きさに設計されなくてもよい。図5cはその例を示す。当図では、空洞は3つ存在する。第1および第2空洞により冷媒戻り路および冷媒送り路が形成され、第3空洞は、センサ等のその他要素を含むように設けられてもよい。第3空洞は、第1および第2空洞よりも小さく、冷媒流用に適切な空間を提供するようにしてもよい。

【0076】

別の実施形態では、カテーテル部内で冷媒戻り路および冷媒送り路を形成する経路は、給電ケーブルの基部の外側導体内の1つ以上の経路により形成されてもよい。これにより、弾性が向上し、コンパクトな構成が実現され得る。

【0077】

記載の実施形態では、給電ケーブルは、針部212とカテーテル部214との間の境界で繋がった、ケーブルの長さ方向に沿った2つの部分（先端204aおよび基部204b）により形成される（図6の拡大図により詳細に示す）。給電ケーブルは、同軸ケーブルの長さ方向に沿った2つ部位から形成されて、アプリケーション202に電磁エネルギーを送る電気循環路を形成してもよい。別の実施形態では、厚さの異なる複数の領域を含む単一の給電ケーブルを利用して、基端部および先端部を形成してもよい。別の実施形態では、適切な電磁エネルギーをアプリケーション202に供給するため、その他任意の導体を設けてもよい。アブレーションプローブ200はさらに、給電ケーブル204bの基部に給電ケーブル204aの先端部を機械的および電氣的に結合するために構成されたコネクタ224を有してもよい。コネクタ224は、有効なインピーダンスマッチを維持し、電気損失を最小限に抑え、アブレーションプローブ200のコンパクトな構成を保証しつつ、給電ケーブル204a、204bの異なる部位同士を接続しもよい。給電ケーブルの異なる部位を接続するために使用されるコネクタの例を図21により詳細に示し、後述する。

【0078】

記載の実施形態では、給電ケーブル204aの先端部は対応する先端断面サイズであり、給電ケーブル204bの基端は対応する基端断面サイズである。したがって、導体の大きさ（例えば直径）は、アブレーションプローブ200内のその位置に基づいて最適化される。断面サイズは、給電ケーブルの電力操作を最適化（例えば最大化）し、さらに電気損失を抑えてアブレーションプローブ200の機械的強度を最適化するように選択されてもよい。即ち、給電ケーブルの小断面部は、針部212外のアブレーション200の一部に対する、より断面積が大きい給電ケーブル（例えば、より効率的なケーブル）に接続することで、長さを短くできる。アブレーションプローブ200のこの部分は、組織内に挿入する必要がないので、細さは重要ではない。したがって、カテーテル部212における給電ケーブルの断面を、小断面であることが要されない箇所で大きくし、電力損失が抑えられる。

【0079】

したがって、アブレーションプローブの針部は、カテーテル部よりも全体的に断面サイズが小さくなる。即ち、針部が組織への挿入のために最適化され、カテーテル部は、挿入されるデバイスワーキングチャンネルの長い距離にわたって電力を送るように最適化される。使用時に針部は、アブレーションプローブが挿入されるワーキングチャンネルからはみ出してもよい。そのため、組織を傷つけないように、針部が比較的小さな断面サイズを有す

ることが重要となる。カテーテル部に対しては、比較的大きな断面サイズを使用してもよい。針部と異なり、カテーテル部はワーキングチャネルの長さ方向にわたって電力を送るように最適化される。一例において、変形可能部材が挿入形態にあるとき、針部は、最大部で全体直径が1 mmであってもよい。カテーテル部は、最大部で全体直径が3 mmであってもよい。

【0080】

別の実施形態では、給電ケーブルの先端部と基端部で、断面サイズが同じであってもよい。この場合でも、変形可能部材を使用することで、カテーテル部よりも針部の全体サイズを小さくできる。

【0081】

針部212はさらに、給電ケーブル204aの先端部を収容するチューブ226（例えばハイポチューブ）を有してもよい。チューブ226は、針部212が組織内に挿入できるように十分な強度を誇る金属材料で形成されてもよい。別の実施形態では、チューブ226は、その他任意の材料で形成されてもよく、例えばニチノール等の超弾性材料で形成されてもよい。

【0082】

別の実施形態では、チューブ226は弾性材料（必ずしも超弾性材料ではない）により形成されてもよい。チューブを弾性（または超弾性）材料により形成することで、蛇行したワーキングチャネルの経路を通じて送られた場合でも永久変形しなくなり得る。したがって、アブレーションプローブは、ワーキングチャネルから出た後、ワーキングチャネルの形状によって材料変形が起きてしまい湾曲して延在するのではなく、真直ぐ進み得る。これにより、アブレーションプローブの先端を所望の位置により誘導しやすく成り得る。

【0083】

この例を、図6bおよび6cに示す。図6bは、挿入されたワーキングチャネル201の端から延在する弾性材料から形成されるチューブを有するアブレーションプローブ200の例を示す。アブレーションプローブの、ワーキングチャネルから延在する部分は、直線状に延びるように示されている。図6cは、非弾性チューブを有するアブレーションプローブの例を示す。この図では、そのようなアブレーションプローブの、ワーキングチャネル201から延びる部位が、湾曲して延在しやすいことを示す。

【0084】

いくつかの実施形態では、チューブは弾性（または超弾性）導電材料から形成されてもよい。これにより、後述のようにチューブはチョークの一部を形成する。チューブは、所要の弾性を実現可能とするように、適宜固形材またはメッシュ材（例えば、編組またはコイル強化ポリマーチューブ）により形成されてもよい。

【0085】

一実施形態では、給電ケーブルとチューブ226の内壁との間に形成された経路により、冷媒送り経路が設けられる。例えば、給電ケーブルとチューブ226の内壁との間の間隙により、冷媒が流れる空間を実現してもよい。別の実施形態では、チューブ226の内壁にスロットを切り込んで、冷媒が流れる空間を実現してもよい。給電ケーブルの送電能力を最大化し、適切な冷却流を保証するように、間隙の量を指定してもよい。

【0086】

図示の実施形態では、冷媒送り路は、チューブ226の本体に形成された1つ以上の冷媒経路を含む。したがって、冷媒は給電ケーブルを部分的に囲んで、冷却に寄与してもよい。経路の幅および数は、アブレーションプローブ100の機械的強度と、冷却能力を最適化（例えば最大化）するように選択されてもよい。

【0087】

チューブ226の壁に、1つ以上の経路を切り込んで、給電ケーブル204aの先端部に隣接して冷却流体が流れることを可能としてもよい。記載の実施形態では、1つ以上の経路が、チューブ226の外面に形成された1つ以上のスロットにより形成されてもよい。この実施形態では、アブレーションプローブ200は、チューブ226の周りに配置さ

10

20

30

40

50

れた膜 228 をさらに有してもよい。膜 228 は、冷媒送り路を冷媒戻り路から分離するように配置されてもよい（例えば、それらの間の境界となる）。いくつかの実施形態では、1 つ以上の経路から、変形可能部材 210 に冷媒が流れることができるように、膜 228 の先端から遠位方向に延在してもよい。別の実施形態では、膜 228 に 1 つ以上の開口を設けて、1 つ以上の経路を変形可能部材 210 と流体接続してもよい。膜 228 は、冷却流体用の密閉導管が形成されるように、チューブ 226 に被せた薄層材（例えば、ポリマー熱収縮材）により形成されてもよい。別の実施形態では、チューブ 226 の壁内に経路を設けてもよく、この場合、膜 228 は不要となり得る。

【0088】

別の実施形態では（不図示）、給電ケーブル 204 a の先端部は、アプリケーション 202 に信号を送信するように構成された内側導体と、内側導体を遮蔽するように構成された外側導体内に形成された 1 つ以上の冷媒経路を有してもよい。例えば、冷媒経路は、外側導体の外面の 1 つ以上のスロットにより形成されてもよい。したがって、冷媒と、別個の外側導体とにより、電気絶縁材を遮蔽するように構成された、媒体混在外側導体を形成する。膜は、外側導体周囲に形成されて、冷却流体用の導管を形成してもよい。いくつかの実施形態では、給電ケーブルは、外側導体が針部の堅固な本体を形成するように頑丈な素材（例えばステンレス鋼）で形成された、同軸ケーブルにより形成されてもよい。この実施形態では、冷媒送り路は、チューブ 228 ではなく外側導体内の経路により形成されてもよい。したがって、そのような実施形態では、チューブは不要となり、省スペースとなる。別の実施形態では、チューブも設けてもよい。冷却経路は、アプリケーション 202 に冷媒を届けるとともに、効率的に給電ケーブルを冷却してもよい。いくつかの実施形態では、外側導体内に形成された 1 つ以上の経路は、給電ケーブルの中心軸に対して揃えられてもよい。経路の幅と数は、電気損失を最低限に抑え、給電ケーブルの、外側導体内に経路を有する部位と、給電ケーブルの、外側導体内に経路を有さない部位（例えば、カテーテル部）との間のインピーダンスマッチングを保証しながら、給電ケーブルの機械的強度と、冷却能を最適化するように選択されてもよい。

【0089】

図 7 のチューブ 226 の拡大図に示すように、冷媒送り路を形成する上述の 1 つ以上の冷媒経路は、アブレーションプローブの長さ方向に沿って配置されてもよい。いくつかの実施形態では、給電ケーブルを収容するチューブ 226 または外側導体の外周に沿って等間隔に複数の経路が設けられてもよい。図 7 では、同経路の内に 1 つのみが示されている（参照符号 230）。いくつかの実施形態では、複数の経路は、給電ケーブルを収容するチューブ 226 または外側導体の外周に沿って等間隔に設けられた 4 つの経路を含んでもよい。別の実施形態では、アブレーションプローブの冷却要件および機械的強度要件に応じて、経路の数または配置を変えてもよい。

【0090】

図 8 a の詳細図に示すように、給電ケーブル 204 a の先端部の内側導体は、アプリケーション 202 に接続される。この実施形態では、給電ケーブル 204 a の先端部の内側導体は、アプリケーション 202 の基端に接続される。給電ケーブルが内側および外側導体で形成される場合、内側導体はアプリケーション 202 に接続されて、アプリケーション材料への電磁エネルギーの効率的伝達を保証してもよい。アプリケーション 202 は、印加するエネルギーに応じて、十分な誘電特性を有するセラミック材料（例えばジルコニア）から形成されてもよい。アプリケーション 202 には、内側導体の一部を挿入する内部孔をアプリケーション 202 に設けてもよい。これにより、接着で位置決めされ得る、強固な機械的結合部が保証される。給電ケーブルを収容するチューブ 226 が設けられる場合、アプリケーション 202 をチューブ 226 に結合してもよい。そのような実施形態では、アプリケーション 202 の基端は、チューブを挿入する孔、または連動指を介して、チューブ 226 に接続されてもよい。これにより、その間の結合の機械的強度を最大化できる。別の実施形態では、チューブ 226 とアプリケーション 202 との間または給電ケーブル 204 a の先端部とアプリケーション 2

02との間のその他任意の適切な接続手段を設けてもよい。

【0091】

一実施形態では、チューブ226とアプリケーションタ202との間の結合のために、繋ぎ部材を設けてもよい。図8bに示す例では、繋ぎ部材はチューブ226およびアプリケーションタ202の一部を囲繞し、これらの間を繋ぐ繋ぎチューブ226bを含む。繋ぎチューブ226bと、チューブ226およびアプリケーションタ202のそれぞれとの間は、それらを互いに固定するように、締め込み嵌めされてもよい。これは、チューブ226とアプリケーションタ202との間の接合の機械的強度の向上に寄与し得る。これは、患者の体内部位を通じた、蛇行経路を有するワーキングチャンネルを介してアブレーションプローブが送られる場合に有利である。繋ぎチューブ226aは、ポリイミド（PI）材料等の耐熱材料により形成されてもよい。これにより、繋ぎチューブ226aの、アプリケーションタ202から発生した熱に対する耐性の向上に寄与し得る。別の実施形態では、その他任意の適切な材料が使用されてもよい。繋ぎチューブ226aは薄壁チューブであってもよい。これにより、針部の全体断面サイズが最小限に抑えられる。例えば、繋ぎチューブ226aの壁の厚さは、例えば、0.01から0.15mmの範囲内であってもよい。いくつかの実施形態では、繋ぎチューブは、熱可塑性材料またはポリアミドのような耐熱材料から構成されてもよい。

10

【0092】

いくつかの実施形態では、アプリケーションタ202はさらに、冷媒送り路に流体接続された1つ以上の冷媒経路232を含んでもよい。この実施形態では、図9のアプリケーションタ202の拡大図に示すように、経路をアプリケーションタ202内に設けてもよい。経路232は、冷却流体を、アプリケーションタ表面を超えて、アプリケーションタ202の先端（例えば、アプリケーションタ202の長さ方向に沿った全体または一部）に向かって流れることを可能とし得る。薄層材（例えばポリマー熱収縮材）は、アプリケーションタ上に設けられて、経路230を密封し、冷却流体用の導管を形成してもよい。この構成により、アンテナ面での組織の炭化およびそれに関連した熱性能の劣化のリスクが抑えられ得る。いくつかの実施形態では、アプリケーションタ内の1つ以上の経路232は、冷却流体を対象とするように、図9に示すように基端からアプリケーションタの長さの一部に沿って延在してもよい。これにより、制御されたアブレーション加熱領域を生成することが可能になる。

20

【0093】

図10aは、アプリケーションタ冷媒経路の別の例を示す。1つ以上のアプリケーションタ冷媒経路は、アプリケーションタ202の本体外面の1つ以上の凹みにより形成されてもよい。この例を図10aに示す。図では、冷媒経路232aがアプリケーションタ202内に示されている。この例では、冷媒経路232aは、アプリケーションタ202外面の外周全体に延在する冷媒経路232aにより形成される。これは、冷却を促進するように、アプリケーションタ202の周りに適切な冷媒流を提供することに寄与する。別の実施形態では、冷媒経路の形状および数は異なってもよい。図10aに示す実施形態では、アプリケーションタ202は、変形可能部材210により部分的に囲まれている。アプリケーションタ冷媒経路（複数可）232aは、冷媒戻り路に冷媒が流れることができるように（または、逆の冷媒流となる場合には、冷媒送り路から流れることができるように）、変形可能部材210に流体接続されてもよい。したがって、冷媒は、アプリケーションタ202の長さ方向に沿って、アプリケーションタ冷媒経路（複数可）232aの基端に流れ、そして変形可能部材210内へと流れる（またはその逆に流れる）。別の実施形態では、アプリケーションタ冷媒経路のその他構成も可能である。同経路は、例えばアプリケーションタの表面の窪みではなくアプリケーションタの本体内に設けられてもよい。

30

40

【0094】

アブレーションプローブはさらに、図10aに示すように、変形可能部材210とアプリケーションタ202との間に配置された絶縁部材233をさらに有する。絶縁部材233は、アプリケーションタ210から発する熱から、変形可能部材210を遮蔽することに寄与し得る。絶縁部材233は、アプリケーションタ202の本体の周りに少なくとも部分的に延在する、

50

耐熱チューブにより形成されてもよい。絶縁部材 233 は、適切な耐熱性を実現するようなポリイミド等の材料により形成されてもよい。別の実施形態では、必要に応じて、その他材料を使用してもよい。絶縁部材 233 は、針部の全体断面サイズを低減するため、薄壁チューブにより形成されてもよい。壁の厚さは、例えば 0.01 から 0.15 mm であってもよい。チューブは、例えば熱可塑性材料またはポリアミドのような耐熱材料により構成されてもよい。

【0095】

アプリケーション 202 は、給電ケーブルの先端部 204a を収容するチューブ 226 内に延在するように構成された挿入領域 202a を有する。図 10b にこの例を示す。当図は、チューブ 226 と、アプリケーション 202 の挿入領域 202a の断面図である。挿入領域は、第 1 冷媒路を上述のアプリケーション冷媒経路に流体接続するように構成された 1 つ以上の経路を含んでもよい。図 10b に示す実施形態では、第 1 冷媒路とアプリケーション冷媒経路 232a および 232b とを流体接続するように構成された 2 つの経路 233c および 233d が示されている。1 つ以上の冷媒経路を含む挿入領域 202a を設けることにより、冷媒流を促進しつつ、チューブ 226 とアプリケーション 202 との間の固定的機械的接続が実現できる。より効果的に接続するため、適宜接着剤を使用して、機械的接続を補助してもよい。図 10b に記載の実施形態では、アプリケーション 202 の挿入領域 202a の表面に切り込まれた平坦部により、経路 232a および 232b が形成される。これにより、よりコンパクトで、製造しやすい構造が実現され得る。別の実施形態では、その他適切な構成または形状の経路を実現してもよい。

【0096】

記載の実施形態では、アブレーションプローブ 202 は、使用時に組織に突き刺さるように、尖った先端を有してもよい。アプリケーション 202 がアブレーションプローブ 200 の先端に配置された実施形態では、アプリケーション 202 の先端は尖った先端を形成してもよい（図 9 の参照符号 234）。したがって、アプリケーション 202 の先端は、尖っていることで、アプリケーション 202 が効果的に組織に突き刺さって、アブレーション部位に送達できることが保証されてもよい。

【0097】

アブレーションプローブは、変形可能部材をアプリケーションに結合するように構成された結合部材 236a をさらに有してもよい。図 11a は、そのような結合部材 236a の例を示す。結合部材 236a は、アプリケーション 202 とは異なる材料から形成されてもよい。結合部材 236a は、変形可能部材 210 が接合される、接合部位を形成するように構成されてもよい。変形可能部材 210 は、接着剤またはその他同様な接合化合物を使用して、結合部材 210 に接合されてもよい。結合部材 210 を、アプリケーション 202 とは異なる材料で形成することで、変形可能部材 210 への接合により適した材料を選択可能である。これにより、変形可能部材とアプリケーションとを直接接続する場合よりも、接合を向上でき得る。例えば、結合部材 236a は、ポリイミド材料のようなプラスチック材料により形成されてもよい。これにより、変形可能部材 210 との強固な接合を可能とし、使用時にアプリケーション 202 から生じる熱に対する適切な耐性も実現され得る。

【0098】

結合部材 236a は、アプリケーション 202 との機械的結合を形成するような形状としてもよい。図 11a に示す実施形態では、アプリケーション 202 を囲む結合チューブにより、結合部材 236a が形成される。このチューブは、アプリケーション 202 の外面と摩擦嵌めされるように固く嵌るものである。接続部材を形成するチューブは、最小の全体断面とするように、薄壁チューブであってもよい。例えば、チューブの壁は、厚さが ?? から ?? であってもよい。別の実施形態では、別の機械的結合を実現してもよい。

【0099】

図 11b は、別の結合部材 236b を示す。この実施形態では、アブレーションプローブ 200 は、アプリケーション 202 の先端に結合された電気絶縁材により形成された結合部材 236a をさらに有してもよい。図示の実施形態では、尖った先端を含む、別個の先端

部材 2 3 8 が結合部材 2 3 6 a に結合されることで、アブレーションプローブ 2 0 0 の先端に尖った先端が形成される。別の実施形態では、先端部材 2 3 8 と結合部材 2 3 6 a とは、単一部材から形成されてもよい。結合部材 2 3 6 a は、低誘電率（例えばポリマー）材料から形成されてもよい。この実施形態では、アプリケーション 2 0 2 に加熱効果を限定（または部分的に限定）してもよい。これにより、変形可能部材 2 1 0 が結合部材 2 3 6 a を介してアプリケーション 2 0 2 に結合されるように、変形可能部材 2 1 0 を接合する低温部が設けられる。さらに、結合部材 2 3 6 a の曲げ剛性は、アブレーションプローブ 2 0 0 が、蛇行した解剖学的部位内（例えば肺内）に送り込みやすいように最適化された弾性を有するよう選択されてもよい。別の実施形態では、結合部材をアプリケーション 2 0 2 の基端に設けてもよい。これにより、変形可能部材と、アプリケーション 2 0 2 の基端とが結合される。

10

【0100】

図 1 1 a および 1 1 b に示す結合部材 2 3 6 a および 2 3 6 b は、変形可能部材 2 1 0 をアプリケーション 2 0 2 に接続するために設けられ得る結合部材の単なる一例である。別の実施形態では、アプリケーション 2 0 2 および変形可能部材 2 1 0 の形状に合わせて、結合部材がその他任意の適切な形状を有してもよい。さらに別の実施形態では、変形可能部材とアプリケーションとの間は直接接続され、結合部材は存在しなくてもよい。

【0101】

別の実施形態では、プローブは使用時に組織に突き刺さらない、または突き刺さりにくいように、丸まった先端を有してもよい。そのような実施形態では、アプリケーション 2 0 2 または結合部材 2 3 6 b は、使用時に組織に突き刺さりにくい丸まった先端を有してもよい。これは、肺等のいくつかの治療部位に対して有効となり得る。

20

【0102】

図 3 の展開図に示すように、針部はさらに変形可能部材 2 1 0 を有する。記載の実施形態では、変形可能部材 2 1 0 は膨張性部材で形成される。当該部材は、変形可能部材 2 1 0 が挿入形態の際に、収縮構成となり、変形可能部材 2 1 0 が展開形態の際に、膨張構成となる。したがって、膨張性部材は、冷媒流で膨張可能な風船を形成してもよい（例えば、膨張性部材は、冷媒の圧力により膨張してもよい）。記載の実施形態では、膨張性部材は、内径がチューブ 2 2 6（またはチューブ 2 2 8 を囲む膜 2 2 8、外側導体、または絶縁部材それぞれ）の外径に一致する。膨張部材は、冷却系が加圧されると、直径が増加してもよい。したがって、これにより、アプリケーション 2 0 2 から戻る冷却流体用の導管が形成され得る。膨張構成に遷移する際、膨張部材の一部または全体の形状が変化（例えば拡張）し、冷媒が流れる空間を提供するようにしてもよい。目標アブレーション部位への送達がしやすくなるように、膨張性部材が収縮すると、アブレーションプローブ 2 0 0 の挿入厚さが低減（例えば最小化）されてもよい。アブレーション治療が届けられると、取り出しやすくなるように、元の直径に戻るよう収縮してもよい。

30

【0103】

膨張部材は、膨張した展開形態における最大閾値サイズに膨張または拡張するように構成されてもよい。これにより、アブレーションプローブ 2 0 0 がさらに挿入しやすくなる。いくつかの実施形態では、膨張部材は、収縮挿入形態と、膨張展開形態との間で遷移するように、膨張または収縮するように構成されたコンプライアントまたはセミコンプライアント材料から形成されてもよい。膨張部材は、適切な分量拡張し、元の形状または直径に弾性復元されるのに必要な性質の材料および形状を有してもよい。いくつかの実施形態では、治療到達後、冷媒戻り路に真空を適用してもよい。これにより、膨張部材が潰れやすくなり、アブレーションプローブ 2 0 0 が取り出しやすくなる。真空は、膨張性部材の弾性機能に加えて、または替えて利用されてもよい。膨張部材は、アブレーションプローブ 2 0 0 が最小の全体形状を有するように、薄壁材料から形成されてもよい。いくつかの実施形態では、膨張部材は挿入しやすいように、低摩擦性であってもよいし、潤滑材（例えば、パリレン）でコーティングされてもよい。いくつかの実施形態では、膨張部材材料（またはコーティング）はさらに、膨張部材が膨張時に、アブレーションプローブを形成

40

50

するその他要素（例えば膜）から分離しやすくし得る。図 1 2 a および 1 2 b に、収縮構成から膨張構成に遷移するコンプライアントまたはセミコンプライアント変形可能部材 1 1 0 の一例を概略的に示す。

【0104】

別の実施形態では、膨張部材は収縮挿入形態と膨張展開形態との間で遷移するように、畳まれ、開くように構成された非コンプライアント材料により形成されてもよい。この実施形態では、膨張部材は収縮時に丸められてもよいし、さらに／あるいは折り畳まれ、冷却流体により加圧されると広げられてもよい。例えば、膨張部材はアブレーションプローブの使用前にはコンパクトに折りたたまれて、コンパクトな挿入形態となってもよい。膨張部材の畳まれた部位は、経路（例えばチューブ 2 2 6 内）に収納されてもよい。これにより、挿入形態時に、アブレーションプローブ 2 0 0 の挿入形状が最小化される。非コンプライアント材料を使用することで、後述のように、展開により大きなサイズ、または段付き／テーパ形状の膨張部材が実現でき得る。膨張部材は、壁厚さを最適化し、アブレーションプローブの全体形状を最小化するように構成されてもよい。例えば、膨張部材は、プリフォームをブロー成型することで製造し、所望の形状にしてもよい。プリフォームは、ブロー成型されると薄壁膨張部材が得られるような形状であってもよい。例えば、プリフォームを研削することで成形し、ブロー成型された膨張部材の壁厚さを制御してもよい。これにより、膨張部材の低伸長率部位（例えば、膨張性部材の縁（例えばスリーブ））において、壁を薄くすることができる。ここでも、アブレーション処置が完了すると、真空を利用して変形可能部材を潰してもよい。真空で再度畳まれた膨張部材は、挿入前の綺麗に畳まれた構成に戻らず、アブレーションプローブの取り出しに十分なほど潰れればよい。図 1 3 a および 1 3 b に、収縮構成から膨張構成に遷移する非コンプライアント膨張部材の例を概略的に示す。さらなる実施形態では、膨張部材は、コンプライアント材料、セミコンプライアント材料、非コンプライアント材料の混合物により形成されてもよい。

【0105】

変形可能部材 1 1 0 は、図示のように、針部 2 1 2 の長さ方向に沿って少なくとも部分的に延在してもよい。例えば、変形可能部材 1 1 0 は針部 2 1 2 およびカテーテル部 2 1 4 の境界から、またはその近傍で延在し、アプリケーションタ 2 0 2 の基端の端またはその近傍で終端してもよい。したがって、冷媒はアブレーションプローブの長さ方向に沿って、変形可能部材 2 1 0 を通じて流れてもよい（例えば、冷媒流は、変形可能部材の、アブレーションプローブの長さ方向に沿って離間した入口と出口との間に設けられてもよい）。変形可能部材 2 1 0 は、針部 2 1 2 とカテーテル部 2 1 4 との間の境界において、変形不能冷媒戻り導管に流体接続されてもよい。したがって、冷媒は変形可能部材 1 1 0 を通じて流れ（展開形態時）、その後カテーテル部内の変形不能冷媒戻り導管を流れてアブレーションプローブ 2 0 0 の基端に到達してもよい。

【0106】

いくつかの実施形態では、変形可能部材はアプリケーションタ 2 0 2 の基端でまたはその近傍で終端してもよい。そのような実施形態では、変形可能部材の先端は、上述のようにチューブ 2 2 6、アプリケーションタ 2 0 2 の基部、または別個の結合部材に結合されてもよい。別の実施形態では、図 1 4 に示すように、変形可能部材 1 1 0 は、少なくとも部分的にアプリケーションタ 2 0 2 を囲うように構成される。したがって、そのような実施形態では、アプリケーションタ 2 0 2 は変形可能部材 2 1 0 内に少なくとも部分的に配置されてもよく、延いては冷却流体に囲われてもよい。これは、治療到達時に、周辺組織に対する炭化効果抑制に寄与し得る。この実施形態では、冷却流体は、水、或いはマイクロ波エネルギーを周辺組織に効果的に伝送するのに適した誘電性を有する同様の物質であってもよい。

【0107】

変形可能部材 2 1 0 は、図 1 4 に示すように、アブレーションプローブ 2 0 0 の全周を囲ってもよい。これにより、展開形態においてチューブ 2 2 6（および膜 2 2 8 および／またはアプリケーションタ 2 0 2 のそれぞれ）の周囲に冷媒導管が形成される。別の実施形態で

は、変形可能部材 210 はチューブ 226（および膜 228 および／またはアプリータ 202 のそれぞれ）の一部のみを囲んでもよい。一実施形態では、図 15 に示すように、変形可能部材 210 は 1 つ以上の細長変形可能経路 240 を有する。変形可能経路 240 は、アブレーションプローブ 200 の長さ方向に沿って少なくとも部分的に延在する。1 つ以上の変形可能経路 240 は、図 15 に示すように、アブレーションプローブ 200 の外周に沿って等間隔で配置された複数の経路を含む。記載の実施形態では、4 つの変形可能経路が等間隔に設けられてもよい。変形可能経路 240 は、冷媒送り路を形成する経路 230 間に設けられてもよい。別の実施形態では、経路の構成、数または形状は異なってもよい。

【0108】

いくつかの実施形態では、変形可能経路 240 は、膨張部材の、膨張構成に遷移しても形状変化しない 1 つまたは複数の部位に連結されてもよい。これらの非膨張部位は、冷媒送り路の境界を設けるように、チューブ 226 内の経路 230 を覆うように配置されてもよい。これは、膜が不要であることを意味する（例えば、膨張部材の非拡張部（複数可）に置き換えられる）。図 16 にこの例を示す。この実施形態では、アブレーションプローブ（図 16 では展開または膨張状態で示す）の外周に 4 つの変形可能経路 240 が設けられる。変形可能経路 240 は、チューブ 226 内の 4 つの経路 230 により非連続的に設けられる。この実施形態では、経路 230 は、変形可能経路 240 が間に等間隔に配置された状態で、12 時、3 時、6 時および 9 時の位置に等間隔配置される。別の実施形態では、経路と変形可能経路の数と配置は異なってもよく、等間隔配置でなくてもよい。

【0109】

いくつかの実施形態では、展開形態において、アプリータ 202 により実現されるアブレーション領域の形状、大きさ、および位置の内の任意の 1 つ以上を制御するように、変形可能部材 210 は構成されてもよい。例えば、展開形態において、変形可能部材 210 の形状および位置は、アブレーション領域を制御するように構成されてもよい。変形可能部材 210 は、その他組織の加熱を抑え、処置対象組織を効率的に加熱するような有効なアブレーション領域を実現するように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、第 2 構成の変形可能部材 210 は、略球形のアブレーション領域を生成するように構成される。これにより、アブレーション領域全体にエネルギーの均一分布を実現し、加熱向上が図られる。別の実施形態では、変形可能部材 210 の適切な大きさ、形状および配置により、別の形状のアブレーション領域が生成されてもよい。

【0110】

いくつかの実施形態では、展開形態において、変形可能部材 210 は、アブレーション領域を制御するよう、アプリータ 202 の基端においてまたはその近傍において、より大きなサイズを有してもよい。これにより、アプリータ 202 の基端に隣接して、大きな体積の冷却流体が存在することが保証される。したがって、加熱効果、延いてはアブレーション領域の形状を制御するヒートシンクが提供される。記載の実施形態では、変形可能部材 210 が展開形態において、アブレーション領域を制御するように、不均一なテーパー形状、球根状、または円錐形の内の任意の 1 つを形成する。図 17 にこの例を示す。ここで、変形可能部材 210 の大径部 210a が、アブレーション領域を制御するように設けられる。

【0111】

さらなる実施形態では、変形可能部材 210 は、展開形態への遷移により、アブレーションプローブ 200 が屈曲し、アプリータ 202 により印加されたエネルギーを配向するように構成されてもよい。この実施形態では、変形可能部材 210 は、エネルギーを所望の方向に送るようアプリータ 202 を配向するように構成されてもよい。変形可能部材は、変形可能部材位置および／またはその材料特性に作用することで、アブレーションプローブの湾曲を生じてもよい。したがって、変形可能部材 210 の膨張は、アブレーションプローブ 200 の湾曲または屈曲を生じて、エネルギーを配向してもよい。これは、変形可能部材をアブレーションプローブ 200 の一方の側に（例えば、外周の一部のみ

10

20

30

40

50

に延在するように) 結合することで実現され得る。これにより、変形可能部材が膨張することで、結合される表面(またはその基端および先端の接合位置)が軸方向に引張または圧縮状態で配置されるようにする。したがって、アブレーションプローブ200の屈曲が生じる。図18aおよび18bにこの例を示す。図18aは、軸外変形可能部材を示す。軸外変形可能部材が展開すると、アブレーションプローブは図18bに示すように湾曲し得る。

【0112】

展開形態において、変形可能部材210は、周辺組織にアブレーションプローブを固定するような形状を有してもよい。したがって、変形可能部材210は、アブレーションプローブの固定と共に、冷媒の戻り路を設けるように作用してもよい。これにより、さらなる固定手段が不要となる。したがって、アブレーションプローブ200の小型化に繋がりが得る。アブレーションプローブ200を固定することで、変形可能部材210は、アブレーション処置中に、アプリケーション202の望ましくない動きに抗するように作用し得る。これにより、例えば、呼吸に伴う変位による動きが抑制され得る。さらに、より効果的に固定を行い、上述の様にアブレーション領域に悪影響を及ぼすような望ましくない加熱効果を最低限に抑えるように、変形可能部材210の展開形態における形状を最適化してもよい(例えば、球根状またはテーパー状部位を追加する)。したがって、変形可能部材210は、単一の構造で複数の異なる機能を提供し得る(戻り冷媒流、および/またはアブレーション領域制御、および/または固定)。これにより、アブレーションプローブ200の全体サイズが低減され得る。

【0113】

別の実施形態では、別個の固定機構(不図示)を使用することで、さらなる固定を行ってもよい。固定機構は、アンテナ先端部の螺旋ワイヤ、または中空螺子を含んでもよい。この螺旋ワイヤは、隣接する組織に螺子が固定されるようにアブレーションプローブ200を回転させることで、アンテナ202を定位置に固定するように作用してもよい。固定螺旋螺子は、雄螺子または雌螺子構造であってもよく、アンテナ202の先端に対して遠位または同心状に配置されてもよい。固定に使用される材料は、確実にエネルギー形態およびアプリケーション構成に適合するように選択される。例えば、マイクロ波プローブが使用される場合、非金属材料が使用されてもよい。

【0114】

いくつかの実施形態では、アブレーションプローブ200は、変形可能部材が展開形態に遷移したか否かを検出するように構成された1つ以上のセンサ(図16において参照符号241)を有してもよい。センサ(複数可)は、変形可能部材210の構成を判定するため、アプリケーション202または印加されるエネルギーの1つ以上の性質を検知するように構成される。

【0115】

いくつかの実施形態では、変形可能部材210が適切に膨らんだことは、アプリケーションからの反力を監視することで判定され得る。この反力は、変形可能部材210が膨らんだ場合にのみ最小となる。これを、治療送達中の医師に対してフィードバックしてもよい。変形可能部材210の挙動はさらに、冷却流体の圧力を監視することでも判定され得る。例えば、冷却流体が加圧されると、変形可能部材210が膨張し、そして真空が加えられると収縮することが推測される。あるいは、冷媒の体積を利用して、変形可能部材の状態を判定してもよい。送られる冷却流体の体積を使用して、変形可能部材が適切に膨張したかを判定するのである。

【0116】

さらなる実施形態では、アブレーションプローブ200は、組織性質を監視して、デバイスの適切な配置を保証またはアブレーションの進み具合を確認するため、センサまたはセンサ群を有してもよい。例えば、センサ(複数可)は、温度センサ(複数可)(例えば熱電対)または電気インピーダンスセンサ(複数可)を含んでもよい。

【0117】

センサ（複数可）は、アブレーションプローブ200における任意の適切な箇所に設けられてもよい。例えば、センサ（複数可）は変形可能部材210内に設けられてもよい（例えば、図16に示す変形可能経路の1つの内）。変形可能部材210の形状は、センサを配置しやすくし、組織特性およびアブレーション処置についての適切なフィードバックを提供するように最適化されてもよい。例えば、センサ（複数可）は、変形可能部材210の壁内、または変形可能部材210により形成された冷媒戻り路内に配置されてもよい。別の実施形態では、センサ（複数可）は、冷媒戻り路内またはアプリケーション202内に設けられてもよい。

【0118】

いくつかの実施形態では、アブレーションプローブ200はさらに別個のチョーク要素を備えてもよい。チョーク要素は、アブレーション領域の形状を制御するように、アプリケーション202の先端に配置されてもよい。いくつかの実施形態では、チョーク要素は、アブレーションプローブの全体的な弾性が損なわれないように、少なくとも部分的に弾性材料により形成されてもよい。例えば、チョーク要素は、セラミックおよび金属材料の混合物で形成されてもよい。いくつかの実施形態では、チョーク要素は、冷媒送り路を介して流れる冷媒により冷却されるように配置されてもよい。これにより、使用時にチョークを低温に維持できる。例えばチョーク要素は、給電ケーブルを収容するチューブと一体化されて、コンパクトな構成を実現してもよい。

【0119】

図19は、チョーク要素242の概略図を示す。チョーク要素242は、マイクロ波周波数で起動される短絡バランを形成してもよい。チョーク要素242は、アプリケーション202の基端に一体化され、当該部位で給電ケーブル204aを収容するチューブ226に取り付けられてもよい。

【0120】

チョーク要素242は、アブレーションプローブがマイクロ波アブレーションエネルギーで動作すると、起動される。チョーク要素242は、アプリケーション202の基端で、またはその近傍で、高インピーダンス条件を実現し得る。これにより、導体に沿って流れる反射力が最低限に抑えられる。いくつかの実施形態では、チョーク要素242は、アプリケーションを形成する材料を、給電ケーブルを収容するチューブ226と給電ケーブルとの間に挿入することで形成されてもよい。アプリケーション材料は、外側導体に沿って、給電ケーブルを収容するチューブ226の先端から、約1/4波長の距離だけ延在してもよい（例えば、アプリケーション材料は外側導体に重なってもよい）。チューブ226内へと延在するアプリケーションの一部は、1つ以上のアプリケーション冷媒経路（例えば、図9では参照符号232で示す）を有することで、その内部に冷媒を流すことが可能であってもよい（例えば、変形可能部材に流す）。

【0121】

いくつかの実施形態では、アプリケーション材料の、給電ケーブル204上に延在するアプリケーション材料の一部は、アプリケーション202の基端から延在する1つ以上の指部（内2本を図19に示す）により形成されてもよい。別の実施形態では、給電ケーブル204の外側導体と、給電ケーブルを収容するチューブ226との間で、チューブの先端から約1/4波長の距離だけ遠位で、電氣的接続が実現されてもよい。このような実施形態では、「波長」という用語は、アブレーションプローブの動作周波数に対応する電磁エネルギーの波長を意味する。いくつかの実施形態では、チョーク要素242はアブレーションプローブ200の弾性を損なわないように、小型化されてもよい。さらなる実施形態では、チョーク要素242は送り路または戻り路の冷媒で冷却され、処置中に過熱が抑制されてもよい。

【0122】

図20に、チョーク要素242のさらなる例を示す。チョークは、給電ケーブルを収容する（導電性）チューブと、給電ケーブルの外側導体と、アブレーションプローブのアプリケーションの基端での導電性コーティングとにより形成される。この例でも、アプリケーション

材料は、給電ケーブルを収容するチューブ 2 2 6 内へと延在する。チューブ 2 2 6 内に延在するアプリケーション材料の一部は、金属コーティング 2 4 3（例えば、アプリケーション上の金属ペーストまたはその他適切な金属蒸着により形成される）を含んでもよい。金属コーティングは、給電ケーブルの外側導体と、給電ケーブルを収容するチューブとの間の電氣的接続を実現するように構成される。アプリケーション材料の、金属コーティング部分は、チューブ 2 2 6 内に延在するアプリケーション材料の基端面に設けられることで、チョークのベースを形成し得る。

【0 1 2 3】

上述のように、本明細書に記載の任意の実施形態のアブレーションプローブは、給電ケーブルの先端部を、給電ケーブルの基端に機械的および電氣的に接続するように構成されたコネクタを有してもよい。図 2 1 に、そのようなコネクタ 3 0 0 の例を示す。図 2 1 は、基部 3 0 4 b に接続される先端部 3 0 4 a の給電ケーブルを示す。先端部 3 0 4 a は、内側導体 3 0 6 a と、外側導体 3 0 8 a と、それらの間の誘電材料 3 1 0 a とを有する。基部 3 0 4 b は、内側導体 3 0 6 b と、外側導体 3 0 8 b と、それらの間の誘電材料 3 1 0 b とを有する。

【0 1 2 4】

コネクタ 3 0 0 は、給電ケーブルの先端 3 0 4 a を、給電ケーブルの基部 3 0 4 b に機械的および電氣的に接続するように構成された接合部材 3 1 2 を備える。接合部材 3 1 2 は、給電ケーブルの基部 3 0 4 b の端を収容する形状を有する基端 3 1 2 b と、給電ケーブルの先端 3 0 4 a の端を収容する形状を有する先端 3 1 2 a とを有する。これにより、給電ケーブルの部位間のコンパクトで確実な機械的および電氣的接続が実現でき得る。接合部材は、給電ケーブルの部位間に短いコネクタを実現し得る。これにより、ワーキングチャンネルに挿入できるように、アブレーションプローブの弾性を向上でき得る。

【0 1 2 5】

給電ケーブルの各部位の内側導体 3 0 6 a、3 0 6 b は、コネクタ 3 0 0 の本体内に、はんだ付けまたはその他任意の適切な方法で結合されてもよい。

【0 1 2 6】

上述のその他実施形態で説明したように、アブレーションプローブは、給電ケーブルの先端部 3 0 4 a を収容するように構成されたチューブ 3 3 6 を備えてもよい。コネクタ 3 0 0 の一部は、チューブ 3 3 6 内に延在し、その間に機械的結合を実現するように構成されてもよい。図 2 1 に示すように、接合部材 3 1 2 はチューブ 3 3 6 内に延在して、接合部材 3 1 2 とチューブ 3 3 6 との間の機械的結合を実現するような、段差部 3 1 4 を有してもよい。これにより、給電ケーブルの部位間の結合が補強されてもよい。段差部 3 1 4 はさらに、チューブ 3 3 6 と、給電ケーブルの先端部 3 0 4 a とを離間するように作用してもよい。

【0 1 2 7】

コネクタ 3 0 0 は、誘電部材 3 1 6 をさらに有してもよい。誘電部材は、給電ケーブルの基部および／または先端の内側導体と、給電ケーブルの基部および／または先端部の各外側導体との間の領域を少なくとも部分的に埋めるように配置される。電部材 3 1 6 は、先端部の内側導体、基端部の内側導体、先端の外側導体および基端部の外側導体の間の領域全体埋めてもよい。記載の実施形態では、誘電部材 3 1 6 は先端 3 0 4 a の内側導体 3 0 6 a と外側導体 3 0 8 a との間を完全に埋める。別の実施形態では、この領域の一部のみが誘電部材 3 1 6 により埋められる。さらなる実施形態では、（給電ケーブルの先端部および基端部の一方または両方の）内側および外側導体の間の領域は、誘電部材 3 1 6 ではなく空気で満たされてもよい。

【0 1 2 8】

コネクタ 3 0 0 はさらに、封止部材 3 1 8 を有する。封止部材は、コネクタと、給電ケーブルの先端部および基端部 3 0 4 a、3 0 4 b の一方との間の接続領域を少なくとも部分的に囲うように構成される。図 2 1 に示すように、封止部材は、接合部材 3 1 2 と、給電ケーブルの基部と先端部の一方または両方を覆い、これらの間の接続を封止する封止層

を含んでもよい。

【0129】

図22aおよび22bに、本開示に係わるアブレーションプローブ400の別の例を示す。わかりやすいように、図1aおよび1bで使用した参照符号を、図22aおよび22bでも使用する。

【0130】

上述の実施形態では、変形可能部材は、流体戻り路および流体送り路の一方のみを実現する。図22aおよび22bは、第1変形可能部材410aおよび第2変形可能部材410bを有するアブレーションプローブ400を示す。第1変形可能部材410aおよび第2変形可能部材410bのいずれも、プローブが挿入しやすくなる挿入形態と、展開形態との間で遷移するように構成される。図1aおよび1bの実施形態と同様に、展開形態において第2変形可能部材410bにより冷媒戻り路408が設けられる（したがって、第2変形可能部材410bは、上述の実施形態の単一の変形可能部材110、210に対応する）。冷媒送り路406は、少なくとも部分的に第1変形可能部材410aにより実現される。これにより、変形可能部材410aおよび410bが挿入形態において、アブレーションプローブの断面サイズがさらに低減され得る。しかも展開形態においては適切な冷媒流を可能とする。

【0131】

第1変形可能部材410aは、上述のその他実施形態に関連して説明された変形可能部材110、210と同様の特徴を有してもよい。第1変形可能部材410aは、給電ケーブル404の先端部を収容するチューブ426を少なくとも部分的に囲んでもよい。さらに／あるいは、アプリケータ402の少なくとも一部を囲んでもよい。

【0132】

図22aおよび22bに示す実施形態では、冷媒送り路は、給電ケーブル404の先端部と、それを収容するチューブ426との間に形成された導管と、チューブ426と第1変形可能部材410aとの間に形成された導管の両方により形成される。したがって、冷媒送り路に対して、変形可能導管および変形不能導管の両方が提供されて、冷媒流を促進してもよい。別の実施形態では、冷媒送り路は、第1変形可能部材と、チューブ（即ち、チューブ内に冷媒流がなくてもよい）との間に形成された導管のみで実現されてもよい。

【0133】

図22aおよび22bは、第1変形可能部材410aにより実現された冷媒送り路と、第2変形可能部材410bにより実現された冷媒戻り路とを示す。別の実施形態では、冷媒流を逆にしてもよい。任意で、第1変形可能部材（410a）は、耐熱材料により構成されてもよい（例えば、熱硬化性材料、PTFEまたはポリアミド）。

【0134】

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の任意の実施形態のアブレーションプローブは、図23aおよび23bに示すようにシース部材504を有してもよい。この実施形態では、針部は、使用時に組織を突き刺すように構成された、尖った先端501を有する。図に示すように、尖った先端は、アプリケータ502の先端に設けられてもよいが、アブレーションプローブの先端を形成するその他に任意の構成要素に設けられてもよい。

【0135】

シース部材504は、尖った先端を覆う第1位置（図23aに示す）と、尖った先端を露出させる第2位置（図23bに示す）との間で移動可能である。シース部材504は、尖った先端501が使用時に組織506に挿入される際に、第1位置と第2位置との間で移動してもよい。即ち、アブレーションプローブの尖った先端501は、アブレーションプローブが挿入されるワーキングチャンネル508内においてはシース部材504により覆われてもよい。これにより、アブレーションプローブ挿入時に、ワーキングチャンネル508挿入のリスクを抑えることができる。アブレーションプローブが組織内に移動することで、シース部材504がアブレーションプローブの長さ方向に沿って、第1位置から第2位置に、基端側に向かって移動する。

【0136】

図24a、24b、24cは、ワーキングチャンネル内への挿入用に、アブレーションプローブの先端が覆われる別の実施形態を示す。これら図は、先端634を有するアプリケーションタ602と、給電ケーブル604と、変形可能部材610と、給電ケーブルの先端を収容するチューブ626とを備えたアブレーションプローブ600を示す。これら構成要素は、本明細書に記載のその他実施形態のものに対応してもよい。アブレーションプローブ600は、ワーキングチャンネル608に挿入される。

【0137】

変形可能部材610の内部要素とともに、冷媒戻り路の一部を形成するカテーテル冷媒導管も設けられる。カテーテル冷媒導管は、給電ケーブル604を囲むカテーテルチューブ622（例えば、冷媒戻りチューブ222に対応する）により形成される。カテーテル冷媒導管は、変形可能部材610に流体接続されてもよい。これにより、これら部材間で冷媒が流れることが可能となる。例えば、図24a、24b、24cに示すように、変形可能部材610がカテーテルチューブ622において基端側に接続され、アプリケーションタ602（または給電ケーブル604を収容するチューブ626）において先端側に接続される。これにより、冷却流体用の導管が形成される。

【0138】

アプリケーションタ602と、給電ケーブルの先端を収容するチューブ622と、給電ケーブル604は、カテーテルチューブ622に対して可動であってもよい。これらは、アプリケーションタ602の先端634が変形可能部材610によって覆われた被覆状態（図24aに示す）と、アプリケーションタ602の先端634が変形可能部材610によって覆われない非被覆状態（図24bに示す）との間で遷移可能である。アプリケーションタ602と、給電ケーブル収容チューブ626と、給電ケーブル604（例えば、先端と基部の両方）との複合組立体は、図示のように、アブレーションプローブの長さ方向に沿って、軸上にカテーテルチューブ622に対して移動してもよい。

【0139】

したがって、アプリケーションタ602は、先端634（組織に突き刺さるように尖ってもよい）が変形可能部材610内で被覆されるように、変形可能部材610内に配置されてもよい。これにより、ワーキングチャンネル608を通じて送達しやすくする。これにより、アプリケーションタ602の先端が、特に蛇行したワーキングチャンネル608の内壁を傷つけることリスクが低減される。必要に応じて、アプリケーションタ602は変形可能部材内で延在するように、被覆状態から非被覆状態に遷移してもよい。

【0140】

非被覆状態において、変形可能部材610（または少なくともその一部）は、図24aに示すように置まれるか、丸められてもよい。変形可能部材610は、図24bに示す非被覆状態への遷移に合わせて、開かれてもよい。非被覆状態となると、他の実施形態で上述したように、変形可能部材610が挿入形態（図24bに示す）から展開形態（図24cに示す）に遷移してもよい。

【0141】

別の実施形態では、被覆状態において、アプリケーションタ602の先端634は、カテーテルチューブ622に覆われてもよい。図25aおよび25bに、この例を示す。図25aは、アプリケーションタ602と、給電ケーブル604の先端を収容するチューブ626と、給電ケーブル604とが、カテーテルチューブ622に対して移動し、アプリケーションタの先端634がカテーテルチューブにより覆われた被覆状態となった状態を示す。図25bは、アプリケーションタ602と、給電ケーブル604の先端を収容するチューブ626と、給電ケーブル604とが、カテーテルチューブ622に対して移動し、アプリケーションタの先端634がカテーテルチューブにより覆われておらず組織内に挿入可能な非被覆状態を示す。

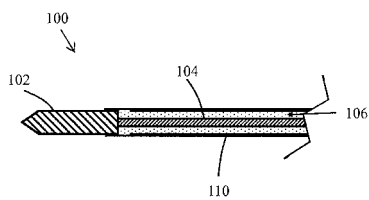
【0142】

請求の範囲から逸脱することなく、当業者には様々な変形例が明らかとなろう。

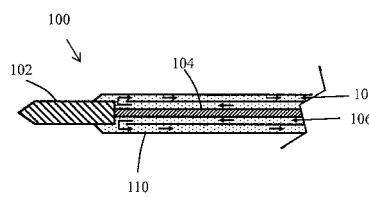
【0143】

本発明に到達するための作業は、EUのH o r i z o n - 2 0 2 0プログラム（H 2 0 2 0）の下、欧州研究会議から資金提供を受けた（E R C 贈与契約第 6 3 7 7 8 0 号）。

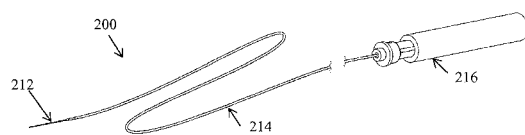
【図 1 a】



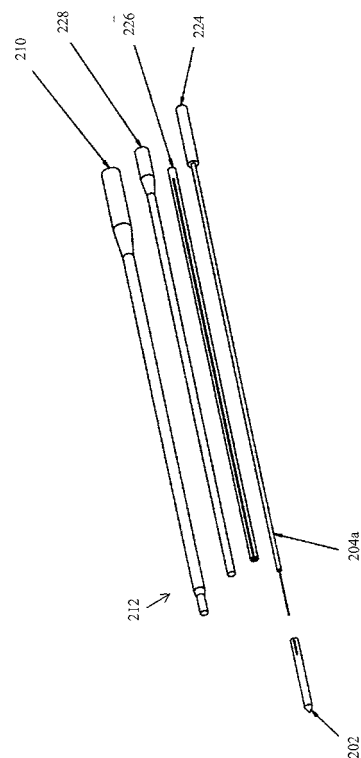
【図 1 b】



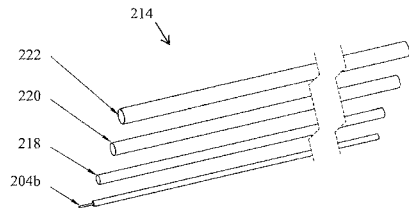
【図 2】



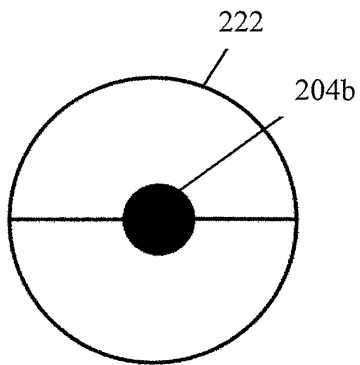
【図 3】



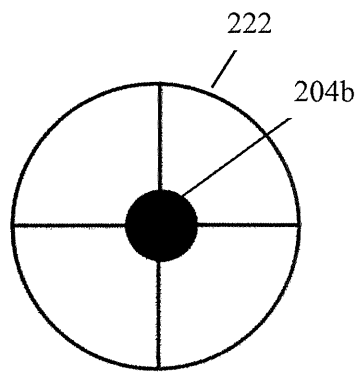
【図 4】



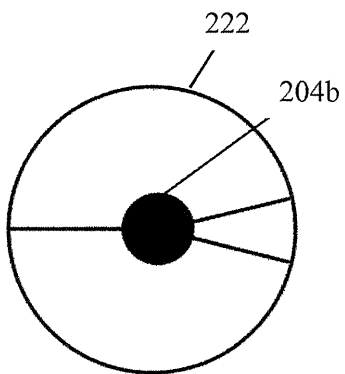
【図 5 a】



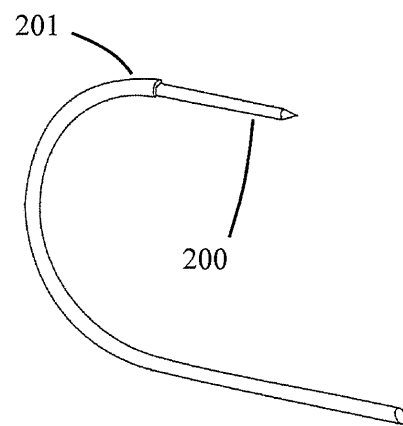
【図 5 b】



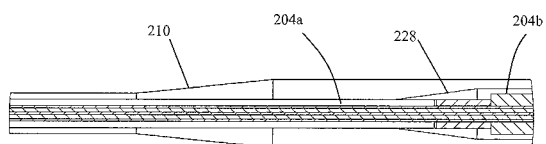
【図 5 c】



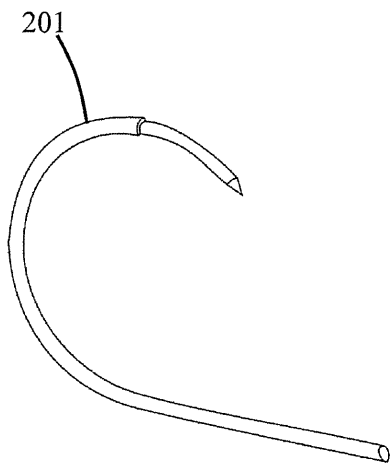
【図 6 b】



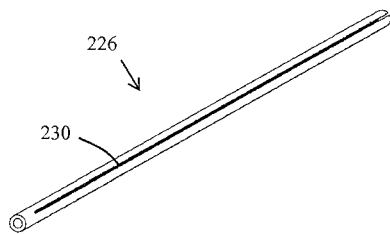
【図 6 a】



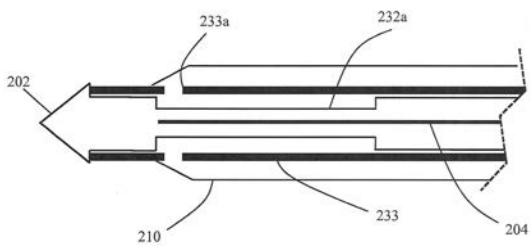
【図 6 c】



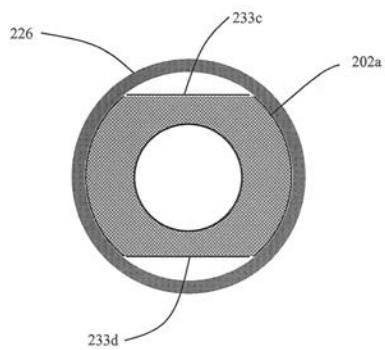
【図 7】



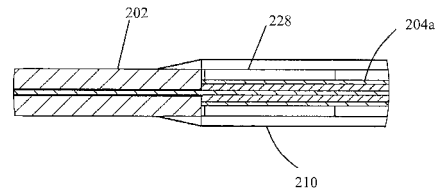
【図 10 a】



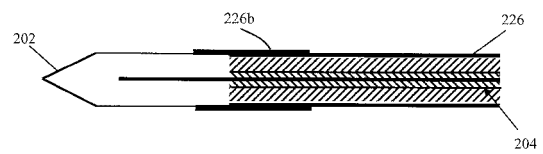
【図 10 b】



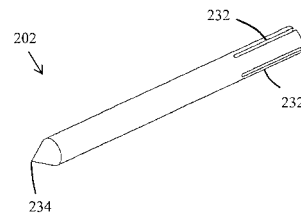
【図 8 a】



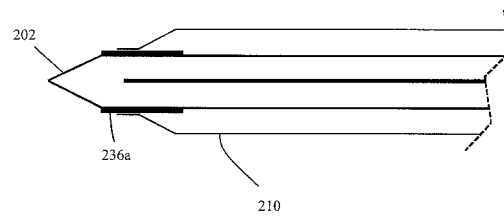
【図 8 b】



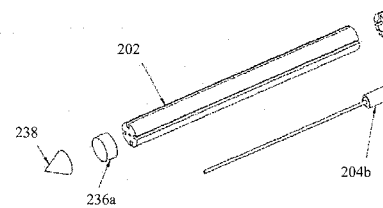
【図 9】



【図 11 a】



【図 11 b】



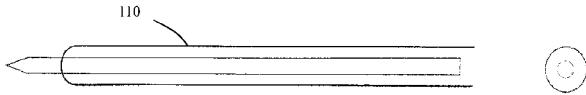
【図 12 a】



【図 12 b】



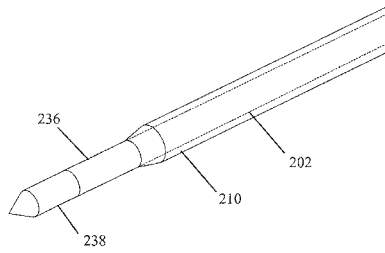
【図 13 a】



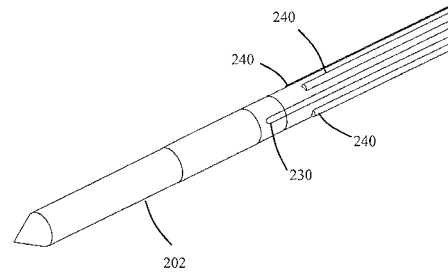
【図 13 b】



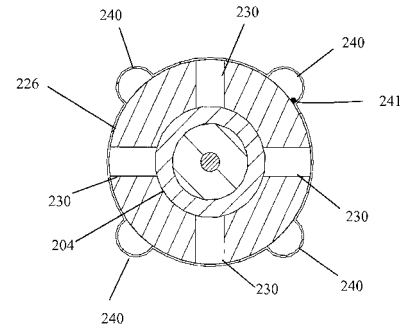
【図 14】



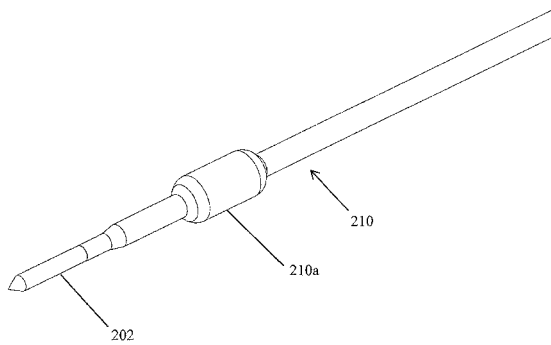
【図 15】



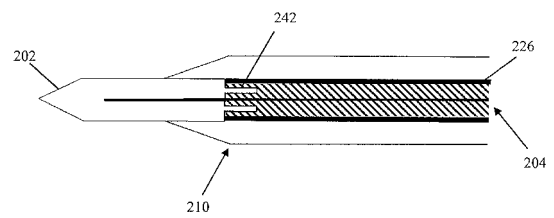
【図 16】



【図 17】



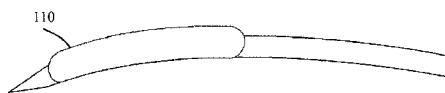
【図 19】



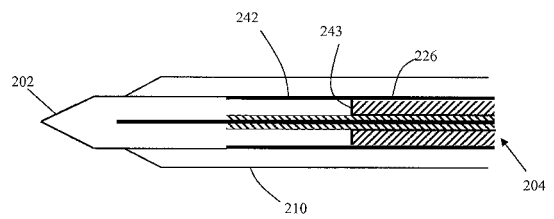
【図 18 a】



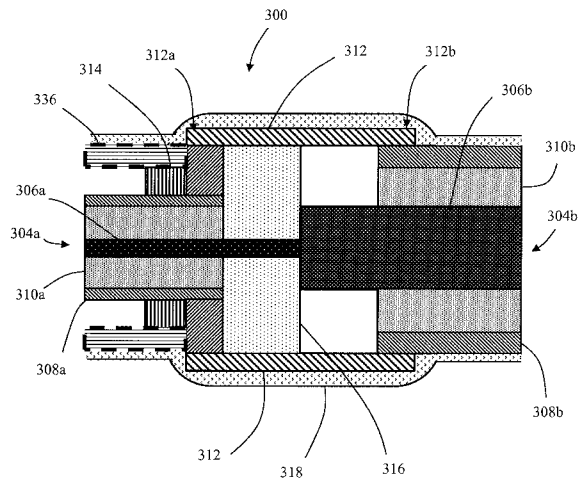
【図 18 b】



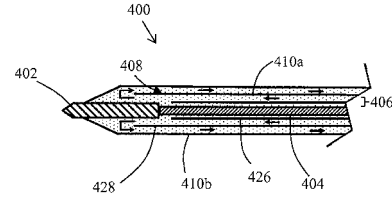
【図 20】



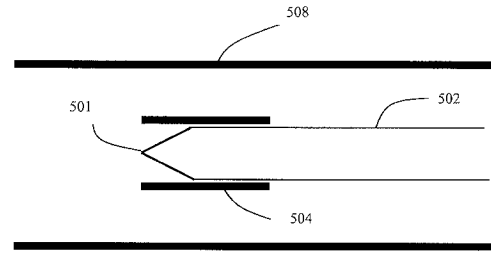
【図 2 1】



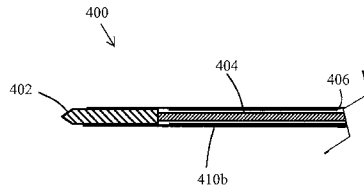
【図 2 2 b】



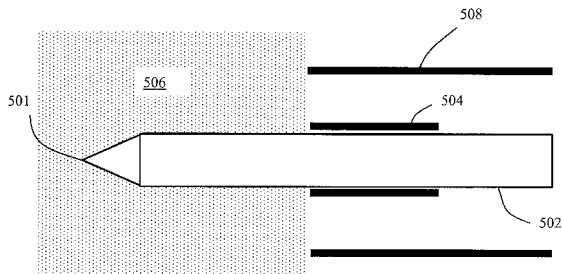
【図 2 3 a】



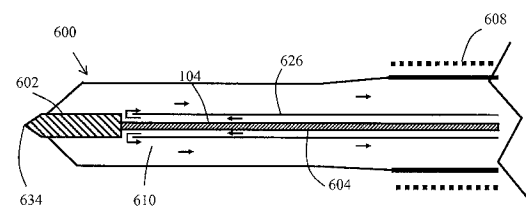
【図 2 2 a】



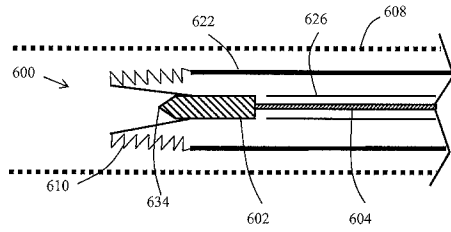
【図 2 3 b】



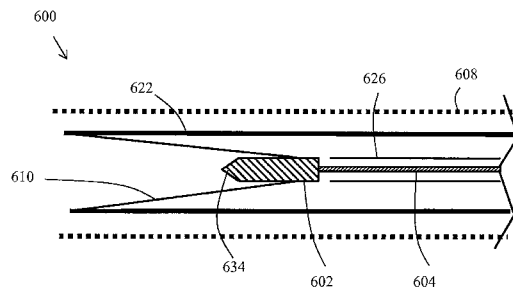
【図 2 4 c】



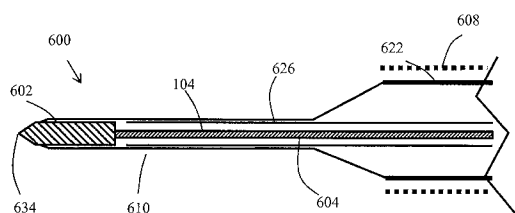
【図 2 4 a】



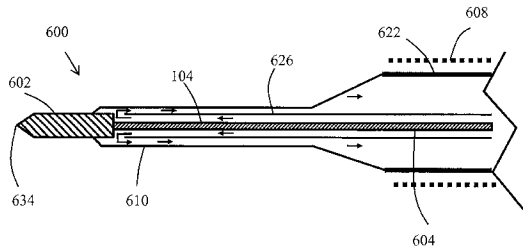
【図 2 5 a】



【図 2 4 b】



【図 25 b】



【手続補正書】

【提出日】平成30年8月16日(2018.8.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

腔内送達デバイスのワーキングチャネルを通じた挿入に適したアブレーションプローブであって、

周辺組織に放射線を当てて加熱するように構成されたアプリケータと、

前記アプリケータに電磁エネルギーを供給するように構成された給電ケーブルと、

冷媒が流れることができる第1冷媒流経路と、

前記プローブが挿入しやすい挿入形態と、展開形態との間で遷移するように構成された変形可能部材と、

冷媒が流れることができる第2冷媒流路であって、前記展開形態の前記変形可能部材により実現され、前記第1冷媒流路と組み合わせられることでアプリケータからの冷媒流とアプリケータへの冷媒流を送るように構成された冷媒循環路を形成し、冷媒が前記第1冷媒流路を通じて前記アプリケータに向かって流れることができるとともに前記第2冷媒流路を通じて前記アプリケータから流れることができるか、前記第1冷媒流路を通じて前記アプリケータから流れることができるとともに前記第2冷媒流路を通じて前記アプリケータに向かって流れることができるような第2冷媒流路と、

前記給電ケーブルの先端部を収容するように構成されたチューブであって、前記変形可能部材は、前記チューブの少なくとも一部を囲うように構成され、前記チューブは弾性材

料で形成されたチューブとを備え、

前記アブレーションプローブは

a. 使用時に組織内に挿入される針部であって、前記変形可能部材と、前記アプリケーションタと、前記給電ケーブルの前記先端部と、前記チューブの少なくとも一部と、前記第1冷媒路の先端部とを含む針部と、

b. 前記給電ケーブルの基部と、前記第1冷媒路の前記基部と、冷媒導管とを含むカテーテル部とを備え、

前記変形可能部材は、前記針部と、前記カテーテル部との間の境界において、前記変形不能冷媒導管に流体接続される、アブレーションプローブ。

【請求項2】

前記給電ケーブルの前記先端は先端断面サイズであり、前記給電ケーブルの前記基部は基端断面サイズであり、前記先端断面サイズは前記基端断面サイズよりも小さい、請求項1に記載のアブレーションプローブ。

【請求項3】

前記チューブが超弾性材料から形成される、または、

前記チューブが導電性材料から形成される、請求項1または2に記載のアブレーションプローブ。

【請求項4】

前記第2冷媒路は、前記変形可能部材のみにより、前記プローブの長さ方向に沿った少なくとも一部に設けられる、請求項1から3のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項5】

前記変形可能部材は、前記第1冷媒路の先端に流体接続される、請求項1から4のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項6】

前記針部の最大断面サイズは、前記カテーテル部の最大断面サイズよりも小さい、請求項1から5のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項7】

前記給電ケーブルの前記先端部を、前記給電ケーブルの前記基部に機械的および電氣的に結合するように構成されたコネクタをさらに備える、請求項2から6のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項8】

a) 前記コネクタは、前記給電ケーブルの前記先端部を前記給電ケーブルの前記基部に機械的および電氣的に結合するように構成された接合部材を備え、前記接合部材は、前記給電ケーブルの前記基部を収容するような形状の基端と、前記給電ケーブルの先端を収容するように構成された先端とを有する、

b) 前記コネクタの一部は、前記給電ケーブルの前記先端部を収容する前記チューブ内に延在することで、それら要素間に機械的結合を形成するように構成される、

c) 前記コネクタは誘電部材を有し、前記誘電部材は、前記給電ケーブルの前記基部および／または先端と、前記給電ケーブルの前記基部および／または先端部のそれぞれの前記外側導体との間の領域を少なくとも一部埋めるように構成される、及び、

d) 前記コネクタは、封止部材を有し、前記封止部材は、前記コネクタと、前記給電ケーブルの前記先端部および前記給電ケーブルの前記基部の一方または両方との間の接続領域を少なくとも一部囲む、

ことのいずれかを少なくとも1つを備える、請求項7に記載のアブレーションプローブ。

【請求項9】

前記カテーテル冷媒導管は、前記変形可能部材に結合されたカテーテルチューブから形成され、前記アプリケーションタと、前記給電ケーブルの前記先端部を収容するチューブと、前記給電ケーブルとは、前記カテーテルチューブに対して、前記変形可能部材が前記アプリ

ケータの先端を覆う被覆状態と、前記変形可能部材が前記アプリケーションケータの先端を覆わない非被覆状態との間で遷移するように移動可能であり、任意選択で、

前記被覆状態においては、前記アプリケーションケータの前記先端が前記カテーテルチューブ内に配置され、前記非被覆状態においては、前記アプリケーションケータの前記先端が前記カテーテルチューブ内に配置されず、前記変形可能部材は、前記カテーテルチューブの先端部分と前記アプリケーションケータとの両方に接続された状態にとどまる、

請求項 1 から 8 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 10】

前記変形可能部材は、前記展開形態において、前記アプリケーションケータを少なくとも一部囲むように構成される、請求項 1 から 9 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 11】

前記展開形態において、前記変形可能部材は、前記アブレーションプローブを前記周辺組織に対して固定するような形状となる、請求項 1 から 10 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 12】

前記アプリケーションケータを、前記給電ケーブルの前記先端部を収容する前記チューブへと結合するように構成された繋ぎ部材をさらに備え、

前記繋ぎ部材は、前記チューブの一部と前記アプリケーションケータの一部とを囲うことで、これらの間の接続を繋ぐ繋ぎチューブを有し、

好ましくは、前記繋ぎチューブと、前記チューブとアプリケーションケータとが固く嵌合することで、それらの間に摩擦嵌合が実現される、

請求項 1 から 11 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 13】

前記変形可能部材は、前記アブレーションプローブの前記長さ方向に沿って延在する、1 つ以上の細長変形可能経路を含み、任意選択で、前記 1 つ以上の変形可能経路は、前記アブレーションプローブの外周の周りに等間隔で配置された複数の経路を含む、

請求項 1 から 12 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 14】

前記変形可能部材は、前記展開形態において最大閾値サイズまで拡張するように構成され、

任意選択で、前記変形可能部材は、

a) 前記挿入形態と、前記展開形態との間で遷移するように、サイズが拡張または収縮するように構成されたコンプライアントまたはセミコンプライアント材料、または

b) 前記挿入形態と、前記展開形態との間で遷移するように、畳まれる、または開くように構成された非コンプライアント材料を備える、

請求項 1 から 13 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 15】

前記アブレーションプローブは、さらに結合部材を有し、前記結合部材は、前記変形可能部材を前記アプリケーションケータに結合するように構成され、さらに

a) 前記結合部材は、前記アプリケーションケータとは異なる材料から形成され、前記結合部材は前記変形可能部材が接合される接合部位を形成するように構成される、

b) 前記結合部材は、前記アプリケーションケータとの機械的結合を実現するような形状を有し、好ましくは、前記結合部材は前記アプリケーションケータを囲う結合チューブから形成され、前記結合チューブは、前記アプリケーションケータの外周と固く嵌合することで、その間に摩擦嵌合が実現される、及び、

c) 前記結合部材は電気絶縁材から形成される、

ことのいずれかを少なくとも 1 つを備える、請求項 1 から 14 のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項 16】

a) 前記第 1 冷媒路は、前記給電ケーブルを囲う前記チューブの内面と、前記給電ケー

ブルの外表面との間に形成された冷媒経路を有する、

b) 前記第1冷媒路は前記給電ケーブルを収容する前記チューブの本体内に形成された1つ以上の冷媒経路を含む、

c) 前記給電ケーブルは、前記アプリケーションに信号を送信するように構成された内側導体と、前記内側導体を遮蔽するように構成された外側導体とを有し、前記第1冷媒路は、前記外側導体内に形成された1つ以上の冷媒経路を含む、

ことのいずれかを少なくとも1つを任意選択的に備える、請求項1から15のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項17】

前記1つ以上の冷媒経路は、前記チューブの外表面または前記外側導体の外表面に設けられた1つ以上のスロットを含み、前記アブレーションプローブはさらに、前記チューブまたは前記外側導体の周りに設けられた膜をさらに含み、前記膜は前記第1冷媒路を前記第2冷媒路から分離するように構成され、及び／または、

前記1つ以上の冷媒経路は、前記チューブの前記外側導体の長さ方向に沿って配置され、及び／または、

前記1つ以上の冷媒経路は、前記外側導体または前記チューブの外周上に等間隔に配置された複数の経路を含み、好ましくは前記複数の経路は前記外側導体または前記チューブの外周上に等間隔に配置された4つの経路を含む、

請求項16に記載のアブレーションプローブ。

【請求項18】

前記アプリケーションは、前記第1冷媒路に流体接続される1つ以上のアプリケーション冷媒経路をさらに含み、

前記1つ以上のアプリケーション冷媒経路は、前記アプリケーションの前記本体の外表面の1つ以上の凹部により形成される、及び、

前記変形可能部材は、前記アプリケーションを少なくとも部分的に囲い、前記アブレーションプローブは前記変形可能部材と、前記アプリケーションとの間に設けられた絶縁部材をさらに含む、

ことのいずれかを少なくとも1つを任意選択的に備える、請求項1から17のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項19】

前記アプリケーションは、前記給電ケーブルの前記先端を収容する前記チューブ内に延在するように構成された挿入領域を含み、前記挿入領域は、前記第1冷媒路を前記アプリケーション冷媒経路に流体接続するように構成された1つ以上の経路を含む、請求項18に記載のアブレーションプローブ。

【請求項20】

前記変形可能部材が前記展開形態に遷移したかを検知するセンサをさらに有し、任意で前記センサは、前記変形可能部材の前記構成を判定するために、前記アプリケーションの1つ以上の特性または前記周辺組織に印加される前記エネルギーを検知するように構成され、

a) 前記変形可能部材内に、1つ以上の前記センサが設けられる、及び、

b) 前記1つ以上のセンサは、1つ以上の温度センサおよび／または1つ以上のインピーダンスセンサを含む、

ことのいずれか、または、両者を任意選択的に備える、請求項1から19のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項21】

前記プローブは前記アプリケーションの基端に設けられたチャック要素をさらに有し、

a) 前記チャック要素は少なくとも一部弾性材料で形成され、好ましくは、前記チャックはセラミックと金属材料の混合物で形成される、

b) 前記チャック要素は、前記第1冷媒路を介して流れる前記冷媒により冷却される、

c) 前記チャック要素は、前記給電ケーブルを収容する前記チューブに一体化される、

d) 前記チャック要素は、前記給電ケーブルの前記外側導体と、前記給電ケーブルを収

容する前記チューブとの間に延在する、前記アプリケーションタの一部を含み、任意選択的に前記アプリケーションタの前記一部は、

i) 前記給電ケーブルの前記外側導体と、前記給電ケーブルを収容する前記チューブとの間を電氣的に接続するように構成された金属コーティングを含む、及び／または、

i i) 前記アプリケーションタにより印加された放射線の $1/4$ 波長に等しい距離だけ延在し、

e) 前記給電ケーブルは、外側導体と内側導体とにより形成され、前記外側導体と、前記給電ケーブルを収容する前記チューブとの間に電気接続が実現され、前記電気接続は、前記アプリケーションタにより印加させる前記放射線の約 $1/4$ 波長の距離だけ前記チューブの先端から遠位側に実現される、

ことのいずれかを少なくとも1つを任意選択的に備える、請求項1から20のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項22】

前記変形可能部材は、第2変形可能部材であり、

前記アブレーションプローブは前記プローブが挿入しやすい挿入形態と、展開形態との間で遷移するように構成された第1変形可能部材をさらに備え、前記展開形態において、前記第1冷媒路は、前記第1変形可能部材により少なくとも部分的に実現され、

任意選択的に、

前記第1変形可能部材は、前記給電ケーブルチューブの前記先端部を収容する前記チューブと、前記アプリケーションタの少なくとも一部的一方または両方を少なくとも部分的に囲み、

さらに任意で、前記第1冷媒流路は、前記給電ケーブルの前記先端部と、前記チューブとの間に形成された導管と、前記チューブと前記第1変形可能部材との間に形成された導管の一方または両方により形成される、

請求項1から21のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【請求項23】

前記腔内送達デバイスは、内視鏡、気管支鏡、肺ナビゲーションシステムの内の1つである、請求項1から22のいずれか一項に記載のアブレーションプローブ。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2018/058252

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. A61B18/14 A61B18/18 A61B18/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A61B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2009/137819 A1 (INNOVATIVE PULMONARY SOLUTIONS [US]; DIMMER STEVEN C [US]; MAYSE MARTI) 12 November 2009 (2009-11-12) figure 17	1-5,24
X	----- WO 2011/140087 A2 (NEUWAVE MEDICAL INC [US]; VAN DER WEIDE DANIEL WARREN [US]; LEE FRED T) 10 November 2011 (2011-11-10) page 29, line 10 - line 23 page 39, line 6 - page 40, line 2 page 68, line 27 - line 31; figures 30,32i,32j,33,34 ----- -/--	1,3,5,6, 9,11-15, 17,18

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 June 2018

Date of mailing of the international search report

25/06/2018

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Cornelissen, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2018/058252

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2013/178841 A1 (REID JR WILLIAM O [US]) 11 July 2013 (2013-07-11) paragraph [0066] - paragraph [0069]; figure 6 -----	1,3,4, 11,12, 14,15, 17-19
X	US 2005/015081 A1 (TUROVSKIY ROMAN [US] ET AL) 20 January 2005 (2005-01-20) paragraph [0089] - paragraph [0093]; figures 15,16 paragraph [0087] - paragraph [0088] -----	1,3,5, 10-16,23
X	US 2013/345699 A1 (BRANNAN JOSEPH D [US] ET AL) 26 December 2013 (2013-12-26) paragraph [0048] - paragraph [0050]; figures 3,4,7a-7c -----	1,3,4, 11,12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2018/058252

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2009137819 A1	12-11-2009	AU 2009244058 A1	12-11-2009
		CA 2723806 A1	12-11-2009
		CN 102014779 A	13-04-2011
		EP 2320821 A1	18-05-2011
		EP 2529686 A1	05-12-2012
		EP 2662027 A1	13-11-2013
		EP 2662046 A1	13-11-2013
		EP 2662116 A1	13-11-2013
		ES 2398052 T3	13-03-2013
		JP 2011519699 A	14-07-2011
		JP 2015128596 A	16-07-2015
		KR 20110027667 A	16-03-2011
		US 2009306644 A1	10-12-2009
		US 2011257647 A1	20-10-2011
		US 2012016358 A1	19-01-2012
		US 2012203216 A1	09-08-2012
		US 2012203222 A1	09-08-2012
		US 2012209261 A1	16-08-2012
		US 2012209296 A1	16-08-2012
		US 2012316552 A1	13-12-2012
		US 2012316559 A1	13-12-2012
		US 2017143421 A1	25-05-2017
		WO 2009137819 A1	12-11-2009
WO 2011140087 A2	10-11-2011	CA 2800312 A1	10-11-2011
		CN 103025262 A	03-04-2013
		EP 2566410 A2	13-03-2013
		JP 6153865 B2	28-06-2017
		JP 6193954 B2	06-09-2017
		JP 2013525075 A	20-06-2013
		JP 2016027910 A	25-02-2016
		JP 2017213420 A	07-12-2017
		US 2013116679 A1	09-05-2013
		US 2016015453 A1	21-01-2016
		US 2018078309 A1	22-03-2018
		US 2018125579 A1	10-05-2018
		WO 2011140087 A2	10-11-2011
US 2013178841 A1	11-07-2013	US 2013178841 A1	11-07-2013
		US 2016302863 A1	20-10-2016
US 2005015081 A1	20-01-2005	AU 2004260453 A1	03-02-2005
		AU 2010201894 A1	03-06-2010
		CA 2532979 A1	03-02-2005
		EP 1659969 A2	31-05-2006
		EP 2295000 A1	16-03-2011
		JP 4630278 B2	09-02-2011
		JP 5183676 B2	17-04-2013
		JP 2007532024 A	08-11-2007
		JP 2010240457 A	28-10-2010
		JP 2010252367 A	04-11-2010
		US 2005015081 A1	20-01-2005
		US 2005149010 A1	07-07-2005
		US 2008135217 A1	12-06-2008
		US 2016038233 A1	11-02-2016
		US 2016228185 A1	11-08-2016
		US 2017035504 A1	09-02-2017
		US 2017035505 A1	09-02-2017

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2018/058252

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
		US 2018071022 A1	15-03-2018
		WO 2005011049 A2	03-02-2005

US 2013345699 A1	26-12-2013	AU 2013280970 A1	18-12-2014
		AU 2017203914 A1	29-06-2017
		CA 2875334 A1	03-01-2014
		CN 104602632 A	06-05-2015
		CN 106974726 A	25-07-2017
		EP 2863821 A1	29-04-2015
		JP 6195920 B2	13-09-2017
		JP 2015525607 A	07-09-2015
		US 2013345699 A1	26-12-2013
		US 2016045255 A1	18-02-2016
		US 2017135753 A1	18-05-2017
		WO 2014004044 A1	03-01-2014

フロントページの続き

(81)指定国・地域 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT

(72)発明者 ルビオ ジュゼッペ

アイルランド国, ゴールウェイ ユニバーシティ ロード ナショナル ユニバーシティ オブ
アイルランド, ゴールウェイ内

(72)発明者 ブーシャーヘイズ ジョナサン

アイルランド国, ゴールウェイ ユニバーシティ ロード ナショナル ユニバーシティ オブ
アイルランド, ゴールウェイ内

(72)発明者 オハロラン マーティン

アイルランド国, ゴールウェイ ユニバーシティ ロード ナショナル ユニバーシティ オブ
アイルランド, ゴールウェイ内

(72)発明者 ブルッツィ マーク

アイルランド国, ゴールウェイ ユニバーシティ ロード ナショナル ユニバーシティ オブ
アイルランド, ゴールウェイ内

Fターム(参考) 4C160 KK03 KK04 KK47 MM32

专利名称(译)	消融探头		
公开(公告)号	JP2020512156A	公开(公告)日	2020-04-23
申请号	JP2019554411	申请日	2018-03-29
发明人	イートン-イバンス ジミー ルビオ ジュゼッペ ブーシャー-ヘイズ ジョナサン オハロラン マーティン ブルツィ マーク		
IPC分类号	A61B18/12		
CPC分类号	A61B18/1477 A61B2018/00023 A61B2018/00285 A61B2018/00577 A61B2018/1869		
FI分类号	A61B18/12		
F-TERM分类号	4C160/KK03 4C160/KK04 4C160/KK47 4C160/MM32		
优先权	2017164403 2017-03-31 EP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

一种消融探针 (100 ; 200) , 包括 : 施加器 (102 ; 202) , 其布置成施加辐射以加热周围组织 ; 以及 供给电缆 (104 ; 204) , 其布置成向施加器 (102 ; 202) 供应电磁能 ; 第一冷却剂流动路径 (106) , 冷却剂能够通过该第一冷却剂流动路径流动 ; 所述可变形构件 (110 ; 210) 布置成在便于探针插入的插入构造和展开构造之间移动 , 其中所述冷却剂提供了第二冷却剂路径 (108) , 所述冷却剂能够通过所述第二冷却剂路径流动。处于展开构造时的可变形构件 (110 ; 210) 。

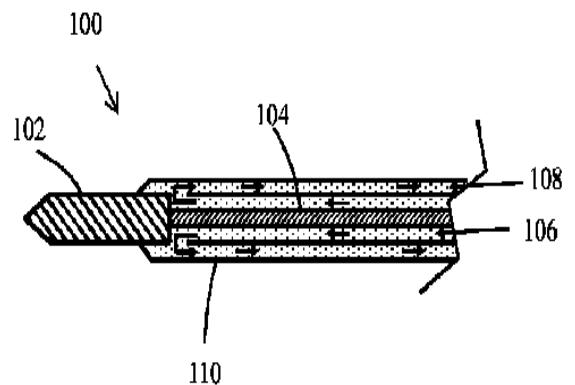


Figure 1b